世界知的所有権機関国 際 事 務 局

特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6

B01J 19/00, B01L 5/00, G01F 23/28, G01N 35/00

A1 (11) 国際公開番号

WO98/18549

(43) 国際公開日

1998年5月7日(07.05.98)

(21) 国際出願番号

PCT/JP97/03902

(22) 国際出願日

1997年10月27日(27.10.97)

(30) 優先権データ

特願平8/288708 特願平9/194506 1996年10月30日(30.10.96) 1997年7月18日(18.07.97)

特願平9/206881

1997年7月31日(31.07.97)

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 住友化学工業株式会社

(SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.)[JP/JP]

〒541 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号 Osaka, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

岡本秀穂(OKAMOTO, Hideho)[JP/JP]

〒520-01 滋賀県大津市日吉台4-4-13 Shiga, (JP)

出内浩史(DEUCHI, Kouji)[JP/JP]

〒567 大阪府茨木市平田1-2-40 Osaka, (JP)

村田弘一(MURATA, Hirokazu)[JP/DE]

40849 デュッセルドルフ キッテルバッハシュトラッセ 14

Duesseldorf, (DE)

平田紀彦(HIRATA, Norihiko)[JP/JP]

〒565 大阪府吹田市佐井寺4-50-13 Osaka, (JP)

小池敏雄(KOIKE, Toshio)[JP/JP]

〒233 神奈川県横浜市港南区日限山2-18-19 Kanagawa, (JP)

谷 賢次(TANI, Kenji)[JP/JP]

〒353 埼玉県志木市柏町1-23-28 Saitama, (JP)

JP 川田易治(KAWATA, Yasuharu)[JP/JP]

〒245 神奈川県横浜市戸塚区深谷町25-542 Kanagawa, (JP)

戸島秀人(TOJIMA, Hideto)[JP/JP]

〒601 京都府京都市南区東九条明田町41-3 Kyoto, (JP)

(74) 代理人

弁理士 原 謙三(HARA, Kenzo)

〒530 大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2番6号

大和南森町ビル 原謙三国際特許事務所 Osaka, (JP)

(81) 指定国 KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

添付公開書類

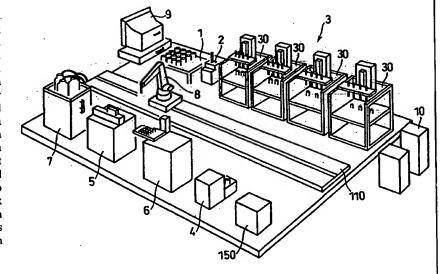
国際調査報告書

(54)Title: SYNTHESIS EXPERIMENT AUTOMATING SYSTEM, LIQUID SEPARATING TREATING APPARATUS AND REACTION VESSEL

(54)発明の名称 合成実験自動化システムおよび分液処理装置ならびに反応容器

(57) Abstract

A synthesis experiment automating system comprises a robot for taking out a synthesis reaction vessel from a reaction vessel rack, and conveying the synthesis reaction vessel to a predetermined position of a temperature control unit, which reacts under experimental conditions previously prescribed for a reaction apparatus, as well as to a dispensing and liquid separating position of a dispensing and liquid separating device, and a computer for controlling an action of the robot and operations of the dispensing and liquid separating device. Thus it is possible to simultaneously perform a variety of complex experiments usually carried out by research personnel, make many experimental operations feasible and easily carry out system improvements and expansions.



(57) 要約

反応容器ラックから合成反応容器を取り出して、該合成反応容器を、 分注・分液装置の分注・分液位置に搬送すると共に、上記反応装置の予 め指定された実験条件で反応する温調ユニットの所定位置に搬送するロ ボットと、予め設定された複数の異なる実験条件に基づいて、上記ロボ ットの動作を制御すると共に、上記分注・分液装置および反応装置の動 作を制御するコンピュータとを備えている。これにより、研究者が通常 行う程度の複雑さの種々の実験を、同時に行うことができ、しかも、可 能な実験操作が多く、システムの改良や拡張が容易に行うことができる。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

明細書

合成実験自動化システムおよび分液処理装置ならびに反応容器

技術分野

本発明は、化学合成実験を自動で行う合成実験自動化システム、および合成実験自動化システムにおいて特に好適に用いられる液面・界面位置検出装置および分液処理装置ならびに反応容器に関するものである。

背景技術

従来より、化学実験の効率化および省力化を図るために、種々の自動 10 実験装置が開発されている。

これら自動実験装置には、例えば、(1)温度、圧力、流量などの制御、熱収支の精密測定、反応パラメータの解析など反応条件の制御を自動で行う装置、(2)合成、後処理、精製など少量サンプル合成のためのシーケンシャルな装置、(3)ロボットを用いて、合成、後処理、分15 析を行う装置に大別される。

上記の自動実験装置を具体的に示すと、例えば(I)特開平1-249135号公報、特開平2-2870号公報、特開平6-63389号公報、特開平6-79166号公報に開示されている合成反応装置、(II)商品名コンタラボ(メトラー社製)、商品名ARS(相互薬品工業20(株)製)等の自動合成装置、(III)商品名コンビテック(テカン社製)のロボットを用いた合成実験装置などがある。

ところが、上記(I) に記載されている合成反応装置は、一体型のシ

ーケンス制御装置であるので、セットした反応容器に対して試薬、溶媒を注入し、その場で反応させるようになっている。このため、システムの柔軟性や拡張性に乏しく、しかも反応の場が限定されるので、多数の反応を同時に進行させたり、反応プロセスを自由に組み合わせたりすることが困難である。

また、上記(II)に記載されている自動合成装置では、1反応装置で 1本の反応しか行えないという理由から、1回に1反応しか操作できな いという問題が生じる。

さらに、上記(III)に記載されている合成実験装置では、ロボットを 10 用いている点で、前記(I)および(II)に記載の装置よりも拡張性が あるものの、可能な実験の単位操作が少なく、複数の単位操作を組み合 わせた複雑な合成実験を行うことができないという問題が生じる。

以上のように、従来の自動化装置は、何れも人間が行っていた操作を 機械が代わりにする装置である。しかしながら、これら従来の自動化装 15 置においても幾つかの問題点、例えば、同時に多数の実験を行うことが できない、自動供給できる試薬数が少ない、反応温度域が狭い、可能な 実験の単位操作が少ない、装置の改良や拡張が困難であるなどの問題点 を有するので、化学実験の劇的な省力化、効率化を可能にしたとは言え ない。

20 また、有機合成反応では、反応後少なくとも2種類の相溶しない溶液 から溶液相が形成される場合が多い。このような場合、反応容器から特 定化合物を分離する必要がある。

このように、層分離された相溶しない 2 種類の溶液からなる溶液相より各溶液を分離するための分液処理は、例えば有機合成反応などにより

得られる反応液中から特定化合物を分離するための抽出処理などにおいてよく行われ、かかる分液処理のために分液ロートがよく使用されてきた。

この分液ロートを用いて分液処理を行う場合、操作者は層分離した溶液相を目視してその液面および2つの溶液層の界面を確認した後、確認した液面および界面に基づいて、溶液相中の一方の溶液を分液ロートから取り出し、必要に応じて分液ロートに残った他方の溶液をさらに別の容器に取り出すことによって、両溶液を分離している。

ところで、層分離された相溶性のない2種類の溶液からなる溶液相か 10 ら分液ロートを用いて各溶液を分離する場合には、溶液相の液面位置お よび界面位置の確認、および各溶液の分離操作は操作者自身によって行 われていた。

したがって、分液ロートを用いる従来の分液処理では、分液処理自体が操作者自身によって行われるので、正確に分液処理を行うには、操作 者が分液ロートの操作に慣れる必要がある。つまり、分液ロートの操作に慣れないと、溶液相中の各溶液の色が微妙に違う場合には、界面の確認を正確に行うことが難しく、この結果、溶液相中の溶液を正確に分離できない虞がある。

上記分液ロートは、操作が手動である点で、従来からある有機合成反

20 応を自動で行う装置において使用しづらく、有機合成反応の自動化を困難なものとするという問題がある。

また、従来より、化学実験において、還流下で2種類以上の試薬を反応させるような場合、例えば図39に示すような反応容器(丸善株式会社発行、第4版 実験化学講座2 基本操作[[参照])が知られている。

上記反応容器は、試薬Cの入ったフラスコ511と、試薬Dの入った 滴下漏斗512と、コンデンサ513と、攪拌機514とによって構成 されている。

試薬Cと試薬Dとの反応は、試薬Cの入った上記フラスコ511内に、 滴下漏斗512より試薬Dを注加することによって行われる。また、上 記反応は加熱下に実施されることが多く、加熱によって蒸気化された反 応原料、反応生成物あるいは反応溶媒などは、コンデンサ513によっ て冷却され、液化されてフラスコ511内に戻される。さらに、上記反 応を安定させるために、通常は、攪拌機514によって攪拌が行われる。

10 また、このような反応は通常、乾燥剤などを充塡した充塡管をコンデンサ513の上部に接続して、反応系を開放圧下にシールすることが行われている。

このように、従来の反応容器は、試薬注入部である滴下漏斗512と、 冷却部であるコンデンサ513と、シール部(図示せず)とがフラスコ 15 511に対して別々に設けられている。

ところが、上記従来の反応容器では、これらの試薬注入部、冷却部およびシール部がそれぞれ別々に設けられているため、スペースが大きくなるうえ、容器を組み立てる際の手間も煩雑となるという問題が生じる。

このような問題から、上記従来の反応容器は、従来からある有機合成 20 反応を自動で行う装置において使用しづらく、有機合成反応の自動化を 困難なものとするという問題が生じる。

発明の開示

本発明の目的は、研究者が通常行う程度の複雑さの種々の実験を、多

数同時に行うことができ、しかも、可能な実験操作が多く、システムの 改良や拡張を容易に行うことができるような合成実験自動化システムを 提供することにある。

また、本発明の目的は、層分離された相溶しない2種類の溶液からなる溶液相の液面位置および界面位置の検出を自動的に行い、この液面位置および界面位置の検出結果に基づいて、溶液の抜取り動作を自動的に行う分液処理装置を提供することにある。

さらに、本発明の目的は、試薬注入部、冷却部およびシール部を一つにまとめ、コンパクトでかつ容器の組み立てが容易な反応容器を提供す10 ることにある。

上記の各目的を達成するために、本願発明者等は、研究者が通常行う 程度の複雑さの種々の実験を、多数同時に行うことを可能にし、化学実 験の劇的な省力化及び効率化が実現できる合成実験自動化システムおよ び分液処理装置ならびに反応容器を発明するに至った。

15 したがって、本願発明の合成実験自動化システムは、上記の目的を達するために、複数の反応容器を収納する反応容器ラックと、反応容器内に試薬・溶媒を注入する分注装置と、試薬・溶媒が注入された複数の反応容器を収納可能な反応部を複数有し、それぞれの反応部では異なる実験条件の設定が可能な反応装置とを含む反応システムと、上記反応容器20 ラックから反応容器を取り出して、該反応容器を上記分注装置の分注位置に搬送すると共に、試薬・溶媒の注入された反応容器を上記反応装置の反応部の所定位置に搬送するロボットと、上記ロボットの反応容器の搬送載置動作および上記反応システム内の装置の動作を、合成反応の各実験条件毎に制御するコンピュータとで構成されている。

上記の構成によれば、コンピュータによって反応システム内の装置の動作が各合成反応の実験条件毎に制御されるので、反応装置内の複数の反応部をそれぞれ異なる実験条件で作動させることができる。例えば、反応装置の各反応部に、それぞれ異なる温度設定が可能な温度調整手段を設け、上記温度調整手段の温度調整動作を、上記コンピュータにより制御すれば、複数の異なる温度条件で合成反応が同時に行える。

さらに、反応部には複数の反応容器が収納可能なので、さらに多くの 実験条件の異なる合成反応を同時に行わせることができる。

また、ロボットの反応容器の搬送載置動作も上記コンピュータによっ 10 て制御されているので、ロボットは、各合成反応の実験条件に基づいて 反応システム内で反応容器を搬送するようになる。これにより、ロボッ トの行動範囲に上記反応システムの各装置を配置するだけで、容易に合 成実験自動化システムを拡張することができる。

さらに、上記ロボットの搬送載置動作および上記反応システム内の装 置の動作が、合成反応の実験条件毎に制御されているので、種々の合成 反応に柔軟に対応させることができ、反応プロセスの組み合わせが自由 になる。これによってもシステムの柔軟性を向上させることができる。

また、本願発明の分液処理装置は、上記の目的を達成するために、層分離された相溶しない 2 種類の溶液からなる溶液相を画像として読み取る読取手段と、読み取った画像から上記溶液相の液面位置および界面位置を検出する位置検出手段と、上記検出手段による検出結果に基づいて上下層の各溶液の量を求め、上下層の各溶液のいずれか一方または両方を抜き取る溶液抜取手段とを備えた構成である。

上記の構成によれば、位置検出手段は、層分離された相溶しない2種

類の溶液からなる溶液相の画像から、液面位置と界面位置とを検出するようになっているので、液面位置および界面位置の検出動作を自動的に行うことが可能となる。

そして、溶液抜取手段は、上記位置検出手段による結果に基づいて、 即ち位置検出手段によって検出された液面位置および界面位置から、上 下層の各溶液量を算出し、上下層の各溶液のいずれか一方または両方を 抜き取るようになっているので、溶液の抜取りの自動化を図ることがで きる。

このように、読取手段が読み取った溶液相の画像から、液面位置と界 10 面位置とを、位置検出手段によって自動的に検出し、さらにこの位置検 出手段の検出結果に基づいて、溶液相中の各溶液を自動的に抜き取るこ とができるので、有機合成反応を自動的に行う装置において、好適に使 用することができる。これにより、有機合成反応を自動的に行う装置の 完全自動化が容易に行える。

15 さらに、本願発明の反応容器は、上記の目的を達成するために、第1 の試薬を予め貯蔵する容器部と、該容器部に第2の試薬を注入する注入管とからなり、上記注入管が、第2の試薬注入のための内管と、この内管の管壁外側を覆う外管とを有し、該外管に冷却媒体を通して、内管内を通る蒸発成分を冷却する冷却部と、上記内管の上部口から第2の試薬を注入し、下部口から該第2の試薬を容器部に注入する試薬注入部と、上記内管上部の管壁より枝分かれされた気体流入口より気体を流入するシール部とを備えていることを特徴としている。

上記の構成によれば、第1および第2の試薬を反応させる場合には、 第1の試薬が上記容器部に予め入れられる。そして、上記容器部内に第 2の試薬が注入管を通して注入される。このとき、上記第2の試薬は、上記注入管の内管内部を通る。反応時に、容器部内で発生する蒸発成分は、上記注入管の内管内部を通って外へ逃げようとするが、この蒸発成分は内管と外管との間を流れる冷却媒体(例えば、水)によって冷却され、液化されて容器部内に戻される。また、上記容器を開放圧下に大気と遮断してシールするために、不活性気体(例えば、窒素)が注入管上部の管壁に設けられた気体流入口より流入され、該気体は内管上部を流通、充満しつつ、注入管の内管の上部口より放出される。

尚、上記第1および第2の試薬は、必ずしもそれぞれ単独の化合物を 10 意味するものではなく、場合によっては2種類以上の化合物が混合され ていることもある。また、第1および第2の試薬はそれぞれ反応溶媒に 混合されていてもよいし、予め反応溶媒が容器部内に入れられているこ ともある。

これにより、容器部に対して別々に設けられていた試薬注入部、冷却 15 部およびシール部を一つの部材にまとめることができ、反応容器をコン パクトにすることができると共に、容器の組み立てが容易な反応容器を 得ることができる。

したがって、反応容器の組立が簡単になることから、上記構成の反応 容器を自動化された装置に好適に使用することができる。

20 尚、本発明のさらに他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す 記載によって十分わかるであろう。また、本発明の利益は、次の説明で 明白になるであろう。

図面の簡単な説明

図1は、本発明の一実施の形態に係る合成実験自動化システムの模式構成図である。

図 2 (a) は、図 1 に示す合成実験自動化システムに配置されている 反応容器ラックの平面図である。

5 図 2 (b) は、図 1 に示す合成実験自動化システムに配置されている 反応容器ラックの正面図である。

図 2 (c) は、図 1 に示す合成実験自動化システムに配置されている 反応容器ラックの側面図である。

図3は、図1に示す合成実験自動化システムに配置されている分注・ 10 分液装置の概略構成図である。

図4は、図3に示す分注・分液装置の分注ニードルと溶媒ボトルとの接続関係を示す説明図である。

図5は、図1に示す合成実験自動化システムに配置されている反応装置の概略構成図である。

15 図6は、図5に示す反応装置の反応槽の概略構成図である。

図7は、図6に示す反応槽の冷却機構を示す説明図である。

図8は、図5に示す反応装置に備えられている温度制御機構の概略構成図である。

図9は、図5に示す反応装置に備えられている冷却管の概略構成図で 20 ある。

図10は、図5に示す反応装置における試薬・溶媒の供給システムを示す模式図である。

図11は、図1に示す合成実験自動化システムに配置されている振とう装置の概略構成図である。

図12は、図1に示す合成実験自動化システムに配置されている分析前処理装置の概略構成図である。

図13は、図12に示す分析前処理装置に備えられているアームに装 着されるフィンガーの一例を示す説明図である。

5 図14は、図12に示す分析前処理装置に備えられているアームに装 着されるフィンガーの他の例を示す説明図である。

図15(a)は、図1に示す合成実験自動化システムに備えられているロボットを示す平面図である。

図15(b)は、図1に示す合成実験自動化システムに備えられてい 10 るロボットを示す側面図である。

図 1 6 (a) は、図 1 5 (a) (b) に示すロボットのアームを示す側面図である。

図16(b)は、図16(a)に示すロボットのアームの把持部を示す説明図である。

15 図17は、図1に示す合成実験自動化システムの制御プロック図である。

図18は、図17に示すコンピュータの内部の構成を示す説明図である。

図19は、図18に示すコンピュータの入力部の実行ファイル作成部20 を示す説明図である。

図20は、図18に示すコンピュータの実行部の主制御部を示す説明図である。

図21は、図18に示すコンピュータの実行部のロボット制御部を示す説明図である。

図22は、図18に示すコンピュータの実行部の分析制御部を示す説明図である。

図23は、実行ファイル作成画面の一例を示す説明図である。

図24は、図1に示す合成実験自動化システムにおける実験の進行状 5 況画面の一例を示す説明図である。

図25は、図1に示す合成実験自動化システムにおける処理の流れを示すフローチャートである。

図26は、図25に示すフローチャートの実行ファイル作成の流れを 示すフローチャートである。

10 図 2 7 は、図 2 5 に示すフローチャートの実行ファイル作成の流れを 示すフローチャートである。

図28は、図25に示すフローチャートの実行JOB登録の流れを示すフローチャートである。

図29は、図25に示すフローチャートのエラー処理の流れを示すフ 15 ローチャートである。

図30は、本発明の分液処理装置を用いたシステムの概略構成図である。

図31は、図30に示すシステムに備えられているモニタに映し出されたサンプル瓶の画素配置を示す説明図である。

20 図32は、図30に示すシステムの概略構成ブロック図である。

図33は、図30に示す分液処理装置によって行われる分液処理の流れを示すフローチャートである。

図34は、図33に示す分液処理のうち、液抜取り処理のサブルーチンを示すフローチャートである。

5

図35は、図30に示す分液処理装置において、溶液相の液面および 界面を各溶液の屈折率の違いにより検出する場合の説明図である。

図36は、本発明の反応容器の構成を示す側面図である。

図37は、図36に示す反応容器の注入管の構造を示す断面図である。

図38(a)は、図36に示す反応容器の容器部の蓋の平面図である。

図38(b)は、図36に示す反応容器の容器部の蓋の側面図である。

図39は、従来の反応容器を示す側面図である。

発明を実施するための最良の形態

10 以下の実施の形態により、本発明をさらに具体的に説明するが、本発明というにはない。

(発明の実施の形態)

本発明の実施の一形態について説明すれば、以下の通りである。

本実施の形態に係る合成実験自動化システムは、図1に示すように、

15 反応容器ラック 1、分注・分液装置 2、反応装置 3、振とう装置 4、分析前処理装置 5、ガスクロマトグラフ 6、液体クロマトグラフ 7 で構成される反応システムと、ロボット 8 と、コンピュータ 9 と、ロボット走行用レール 1 1 0 とで構成されている。

本合成実験自動化システムは、ロボット8がロボット走行用レール1
20 10上を走行しながら、容器を各機器の所定の位置まで搬送し、所定の位置に載置すると共に、コンピュータ9によってロボット8および他の機器を制御することで、所望する合成実験を自動的に行う実験システムである。したがって、上記各機器間に搬送される容器は、システムが稼働中であれば、ロボット8が行うものである。よって、以下の各機器の

説明では、ロボット 8 が反応容器の搬送や載置の各動作を行っているので、ロボット 8 の説明を省略している。尚、ロボット 8 の動作については後で詳細に述べるものとする。

尚、図1は、本合成実験自動化システムを示す模式的なものであり、 各機器についての詳細は後述する。また、本実施の形態では、説明の便 宜上、上記合成実験自動化システムをハードウェアとソフトウェアとに 分けて説明する。即ち、始めに、上記合成実験自動化システムの各機器 について説明し、その後、これら各機器がどのようにして制御されてい るのかを説明する。

- 10 先ず、ハードウェアの説明として反応容器ラック1について説明する。 上記反応容器ラック1は、図2(a)(b)(c)に示すように、反 応容器としての合成反応容器15を収納する第1収納部11、第2収納 部12および第3収納部13と、合成反応容器15用のメクラ栓16を 複数個収納する第4収納部14の4つの収納部からなっている。
- 15 第1収納部11、第2収納部12および第3収納部13は、それぞれ 4×4=16本の合成反応容器15が収納できるように構成されている。 また、ここでは、合成反応容器15として容量100mlの容器を使用 する。

第4収納部14は、4×4=16個のメクラ栓16が収納できるよう に構成されている。この第4収納部14は、本実施の形態では、メクラ 栓16を収納するようになっているが、これに限定されず、他の部材を 収納しても良い。従って、第4収納部14は、必要に応じて設ければ良い収納部である。

上記第1収納部11には、試薬や溶媒の注入前の空の状態の合成反応

容器 1 5 が収納され、上記第 2 収納部 1 2 には、反応後の反応溶液が貯蔵された状態の合成反応容器 1 5 が収納されている。

また、上記第3収納部13は、反応途中の溶液を貯蔵した合成反応容器15等の反応容器を一時的に収納する場所であり、ここで、例えば合成反応を停止させるための反応停止剤の注入等の操作を行うようになっている。従って、この第3収納部13も、上述した第4収納部14と同様に必要に応じて設ければ良い収納部である。

また、上記の第2収納部12は、反応後の合成反応容器15が収納される為、収納される合成反応容器15の反応温度によっては、非常に高 20 温状態になる虞がある。このため、第2収納部12における合成反応容器15の支持部は、耐熱性を有する四フッ化エチレン樹脂で形成されている。同様の理由から、上記のメクラ栓16も四フッ化エチレン樹脂で形成されている。

尚、本実施の形態の各収納部は、それぞれ16本の合成反応容器15 5 あるいは16個のメクラ栓16を収納できるように構成されているが、 これに限定されるものではない。また、各収納部の配置順は特に限定し ない。さらに、反応容器ラック1では、合成反応容器15の収納部が3 つ形成されているが、これに限定されるものではない。さらに、上記第 2収納部12の合成反応容器15の支持部およびメクラ栓16は、四フ ッ化エチレン樹脂で形成されているが、これに限定されるものではなく、 耐熱、耐薬品性を有する材料で形成されていれば良い。

次に、分注・分液装置2について説明する。

上記分注・分液装置 2 は、①合成反応容器 1 5 に対して溶媒と試薬と を別々に分けて注入する分注機能、②分層された反応液の指定された溶 液を抽出する分液機能、③反応後の反応液を排出する排液機能の3つの 機能を有している。

従って、上記分注・分液装置2は、図3に示すように、反応容器ラック1から搬送された合成反応容器15を載置する容器載置部17と、この容器載置部17に載置された合成反応容器15に対して指定された試薬、溶媒を注入あるいは反応後の合成反応容器15内の分層された何れか一方の溶液を抽出するための注入・抽出機構18とで構成されている。

上記容器載置部17は、反応前の合成反応容器15を載置すると共に、 反応後の合成反応容器15を載置するようになっており、さらに、反応 10後の合成反応容器15内から抽出された溶液を収納するための分液収納 容器19を載置するようになっている。

注入・抽出機構18は、合成反応容器15内に試薬・溶媒を注入あるいは合成反応容器15内の溶液を抽出するための分注ニードルと窒素を流入するための窒素ニードルとで構成されるニードル東20と、分層された反応後の溶液の電気伝導度を検出する検出器としての伝導度センサ29と、上記ニードル東20と伝導度センサ29とを上下方向に駆動する上下シフト軸21及び水平方向に駆動する水平シフト軸22とからなっている。

つまり、注入・抽出機構18は、上下シフト軸21および水平シフト 20 軸22によって、上記ニードル東20および伝導度センサ29を退避位 置から所定の分注・分液位置に移動させるようになっている。上記ニー ドル東20の分注ニードルは、退避位置ではリンスポート23内で退避 するようになっている。このリンスポート23は、後述する溶液を外部 に排出するための排出部27に接続されており、上記分注ニードルで注 入した溶液を排出処理できるようになっている。

即ち、上記注入・抽出機構18は、容器載置部17に合成反応容器15が所定位置にセットされると、先ず、上下シフト軸21によって、退避位置のリンスポート23内で退避していたニードル束20を上方に移動させ、次いで、水平シフト軸22によって、上記ニードル束20を、その下端部が容器載置部17にセットされている合成反応容器15の開口部の真上に来るまで水平移動され、次に、再び上下シフト軸21によってニードル束20を、合成反応容器15内に挿入するように下方に移動させて分注あるいは分液(抽出)動作を行う。

上記ニードル東20は、図4に示すように、デジタルシリンジポンプ24を介して、分注・分液装置2の外部に配置されている各種溶媒の入った複数の溶媒ボトル25…に接続されている。そして、溶媒ボトル25…とデジタルシリンジポンプ24との間には、切り替え弁26が設けられ、この切り替え弁26を制御することで、デジタルシリンジポンプ24は、所望する溶媒の入った溶媒ボトル25から該溶媒をニードル東20に輸送するようになっている。

上記伝導度センサ29は、合成反応容器15内の溶液内に降下させることで、伝導度域(溶液内で伝導度が代わる領域)と伝導度域の変わる前の溶液の高さに関する情報を検出するようになっている。つまり、伝20 導度センサ29を用いて、分層された反応溶液の界面を検出するようになっている。この伝導度センサ29の動作も上述のニードル東20の動作説明と同様に上記上下シフト軸21および水平シフト軸22によって駆動制御されるようになっている。

従来より分液を自動的に行う場合には、屈折率の差等を利用した光学

20

的な方法がある。また、溶液の界面における誘電率等の電気的性質の差を利用した方法もある。しかしながら、これらの方法を本願に適用した場合、何れの方法においてもセンサ等を用いて界面をスキャンさせる必要があり、この為の装置が高価であるという問題が生じている。

ところが、本願のように、伝導度センサ29を実際に溶液の中に浸漬して、伝導度の変化する地点を溶液の界面として検出する方法であれば、 従来のセンサを用いて界面をスキャンする方法に比べて、装置の規模が 小さくなり、装置を安価に提供することができるという効果を奏する。

また、伝導度センサ29は、注入・抽出機構18の上部に配置されているに導度計63に接続されている。この伝導度計63は、本合成実験自動化システムのコンピュータ9に接続されており、伝導度センサ29により検出されたデータは、この伝導度計63を介して逐一コンピュータ9に通信機能を介して出力されるようになっている。尚、上記通信機能は、後述するRS232C端子あるいはRS232C端子の仕様に準地する端子同士を接続することにより実現している。したがって、コンピュータ9からのデータも分注・分液装置2に送信することができる。

そして、コンピュータ 9 では、上記検出データに基づいて、合成反応容器 1 5 内の抽出対象となる溶液の伝導度と溶媒高さを計算し、この計算結果を分注・分液装置 2 に出力する。分注・分液装置 2 では、上記計算結果に基づいて、注入・抽出機構 1 8 がニードル東 2 0 を合成反応容器 1 5 内の溶液の所定位置まで移動させた後、デジタルシリンジポンプ 2 4 が所定量だけ合成反応容器 1 5 内の指定された溶液を抽出する。このとき、抽出された溶液は、ニードル東 2 0 内に貯蔵された状態となり、該溶液が必要であれば、サンプル瓶等に排出し、また、該溶液が必要で

なければ、ニードル東20がリンスポート23に退避したときに、デジタルシリンジポンプ24によって該リンスポート23から排出部27に排出される。

このように、分注・分液装置 2 では、分液動作時において、伝導度センサ 2 9 により合成反応容器 1 5 内の溶液の伝導度を検出し、その検出結果に基づいて予め指定された溶液のみを、ニードル東 2 0 を用いて抽出するようになっている。

尚、上記の分注・分液装置 2 において、ニードル東 2 0 の分注ニードルで溶媒を合成反応容器 1 5 に注入している時に、通常、この溶媒の注 10 入と同時に窒素ニードルから窒素を合成反応容器 1 5 に注入して、合成反応容器 1 5 内を窒素雰囲気にするようになっている。また、この窒素注入は、必要に応じて合成反応容器 1 5 内に溶媒が注入される前から行っていても良い。

また、上記容器載置部17の前端部側には、合成反応して分析した後の反応液を排出するための排出部27が設けられている。この排出部27には、排出口27aが形成されてると共に、この排出口27aから排出される溶液を装置外部に排出するための排出パイプ28が設けられている。また、この排出部27には、上述したようにニードル東20が退避するリンスポート23が接続されており、リンスポート23を介して0 抽出溶液が排出されるようになっている。

上記の分注・分液装置 2 は、上述のように①~③の機能を有している。 ここで、上記分注・分液装置 2 の 3 つの機能のうち、②の機能、即ち分 層された反応液の指定された溶液を抽出する分液機能を実現する装置を 別に設けても良い。例えば、試薬を注入するために、上記の分注・分液 装置2をそのまま使用し、反応液を分液処理するために、図30~35 で説明する分液処理装置を用いても良い。尚、この分液処理装置につい ての詳細は後述する。

次に、反応装置3について説明する。

上記反応装置3は、図1に示すように、それぞれの反応温度の設定温度を自在に変更できる4つの反応部としての温調ユニット30を有している。4つの温調ユニット30は、それぞれ同じ構成であるので、一つの温調ユニット30のみの説明にする。尚、本実施の形態の反応装置3では、各温調ユニット30が同じ構成であるとしているが、これに限定されるものではなく、それぞれ構成が異なる温調ユニットを有する反応装置であっても良い。

温調ユニット30は、図5に示すように、合成反応容器15をセットして予め設定した反応温度に加温するための温度制御機構31と、上記温度制御機構31にセットされた合成反応容器15に試薬を注入するための試薬注入機構32と、上記温度制御機構31および試薬注入機構32を囲むように形成され、該温度制御機構31および試薬注入機構32を支持する支持体33とで構成されている。即ち、上記温度制御機構31は、支持体33の下方で支持されると共に、上記試薬注入機構32は、支持体33の上方で水平移動自在に支持されている。

20 上記温度制御機構 3 1 は、合成反応容器 1 5 が 4 本収納可能な反応槽 3 4 と、反応槽 3 4 内に収納された合成反応容器 1 5 内の溶液を攪拌するための攪拌部 3 5 とで構成されている。

上記反応槽34は、温度調節機能を有し、温度制御機構31に対して 着脱自在なアルミブロック36(図6)で構成されている。このアルミ

15

プロック36には、合成反応容器15を収納するための筒状の開口部36aが4つ形成され、下部側に合成反応容器15を加温するための加温用ヒータ37が設けられている。

さらに、上記アルミブロック36には、図7に示すように、上記合成5 反応容器15の周りを巻回するように、合成反応容器15の過加温を防止するための冷却管38が設けられている。この冷却管38は、上述のように合成反応容器15の過加温を防止するためだけに設けられておらず、その他に、①室温以下に反応液を冷却するため(低温反応用)、②厚いアルミブロック36を急速に冷却するため、③オーバーシュートを抑えるために設けられている。尚、この冷却管38は、図1に示す冷媒循環装置10に接続されている。

上記加温用ヒータ37は、例えばカートリッジタイプのヒータからなり、アルミブロック36のアルミニウム部分を介して合成反応容器15に熱を伝えて加温するようになっている。また、冷却管38は、銅管からなる細管からなり、冷媒循環装置10に接続された一端から冷却水が注入されると共に、他端から冷却水が排出されるようにして、合成反応容器15の周りを冷却水を循環させるようになっている。

また、上記反応槽34は、合成反応容器15の収納位置の下部側に温度検知センサ39が設けられ、上記温度検知センサ39の検知信号に基のいて、図8に示す試薬注入機構32の下部側に設けられた温度コントローラ40が上記加温用ヒータ37の加温制御を行うようになっている。しかしながら、温度検知センサ39によって合成反応容器15の反応溶液の温度を検知して、その検知信号に基づいて温度コントローラ40が加温用ヒータ37を加温制御しても、反応溶液が過加温され易いので、

反応溶液を所定の温度に維持し難い。

そこで、上述のように冷却管38を、合成反応容器15の周りに設けることで、合成反応容器15内の反応溶液の過加温を防止するようにしている。この場合、冷却管38に接続された冷媒循環装置10を制御することによって、冷却管38に流れる水の流量を制御し、この冷却管38に循環する冷却水によって合成反応容器15を適度に冷却して所望の温度に保つようになっている。この場合の流量制御は、上記の温度検知センサ39の検知信号に基づいて行われるものとする。

上記構成の反応槽34は、熱伝導度の高いアルミニウム製のアルミプ ロック36からなっているので、該反応槽34内にセットされた合成反 応容器15内の反応溶液の温度調整を精度良く行うことができるという 利点を有している。また、アルミニウムは、他の金属に比べて軽いので、取り扱い易いという利点も有している。

尚、上記加温用ヒータ37および冷却管38は、合成反応容器15内 15 の溶液を、設定された温度に保つためのものであり、このように合成反 応容器15内の溶液を所定の温度で維持できる機構であれば、特に図6 および図7に示すような構成に限定するものではない。

また、上述したように、上記温度制御機構31は、図8に示すように、 上記反応槽34の他に、セットされた合成反応容器15内の反応溶液を 20 攪拌するための攪拌部35を有している。

攪拌部35は、温度制御機構31の下部側に設けられたACモータ41と、このACモータ41の上方に設けられ、該ACモータ41の駆動軸に接続されたプーリー42と、さらに、合成反応容器15の載置面と対向する位置に設けられ、ACモータ41の駆動力がプーリー42を介

してベルト伝達されて回転するマグネット部43とからなる。

上記マグネット部43は、複数個のマグネットからなり、これらマグネットがACモータ41によって回転駆動することで、上記合成反応容器15内に予め仕込まれた攪拌子44を回転させ、合成反応容器15内の反応溶液を攪拌するようになる。

尚、上記攪拌子44は、合成反応容器15に予め分注・分液装置2に おける試薬・溶媒の注入時に、合わせて仕込まれるものである。

上述のように温度制御機構31にセットされた合成反応容器15には、 上記した試薬注入機構32によって反応原料としての試薬が注入される 10 ようになっている。

上記試薬注入機構32は、図5に示すように、合成反応容器15内に 試薬を注入するための4本の試薬注入用ニードル45…と、合成反応容 器15の反応溶液を冷却するための4本の冷却管48…と、合成反応容 器15用の蓋(以下、シールキャップと称する)49…の洗浄および載 置を行うための蓋洗浄載置部50と、垂直駆動部46および水平駆動部 47からなる駆動部51とからなっている。

上記蓋洗浄載置部50には、反応中の合成反応容器15をシールするシールキャップ49を載置する載置部50aと、試薬注入用ニードル45を待機させるためのニードルリンス50bと、シールキャップ49を洗浄するための洗浄部50cとが試薬注入用ニードル45に対応して4か所ずつ設けられている。

上記水平駆動部47は、図示しない駆動手段により、支持体33の温度制御機構31側に向かって形成された案内溝33a・33aに沿って水平移動するようになっている。

5

上記垂直駆動部46は、上記水平駆動部47上に設けられ、該水平駆動部47の水平移動に伴って、水平移動するようになっている。

また、垂直駆動部46には、冷却管48を支持する第1支持部材52 が垂直方向に移動自在に設けられている。そして、この第1支持部材5 2には、さらに、試薬注入用ニードル45を支持する第2支持部材53 が設けられている。

上記第2支持部材53は、上記第1支持部材52に連動すると共に、 試薬注入用ニードル45を水平および垂直方向に移動自在に支持するようになっている。つまり、第2支持部材53は、試薬注入用ニードル4 5を、上記冷却管48に装着させるように移動させると共に、蓋洗浄載 置部50上のニードルリンス50bまで移動させるようになっている。

また、第1支持部材52は、垂直駆動部46による垂直方向の移動と、 水平駆動部47による水平方向の移動とにより、冷却管48を所定の位置、即ち蓋洗浄載置部50の洗浄部50c、載置部50aおよび温度制御機構31の合成反応容器15のセット位置まで移動させるようになっている。

尚、上記駆動部51の垂直駆動部46および水平駆動部47は、後述 するコンピュータ9によって駆動制御されている。

ここで、上記冷却管48とシールキャップ49について説明する。

20 冷却管 4 8 は、図 9 に示すように、ガラスからなるリフレックスコン デンサーであり、その周りを円筒部材 5 4 によって覆われている。冷却 管 4 8 を支持する場合には、この円筒部材 5 4 を挟持することで、該冷 却管 4 8 を壊さないように保護している。

また、冷却管48は、一端部の第1開口部48aに試薬注入用ニード

ル45の先端部が挿通される一方、他端の第2開口部48bがシールキャップ49の貫通孔49aに挿通するように形成されている。上記第1開口部48aは、試薬注入用ニードル45が挿通し易いように広口に形成されている。また、冷却管48のほぼ中央部に位置する冷却部48cは、通常の円筒管よりも表面積が大きくなるように形成されており、合成反応容器15から流入する高温ガスを冷却する作用を有している。

上記シールキャップ49は、例えばPTFE(poly-tetrafluoru-eth ylene)材を本体とし、これにシリコン材をシールした構造であり、合成反応容器15の上部蓋となっている。そして、シールキャップ49の 貫通孔49aは、合成反応容器15側が広口に形成されている。

また、シールキャップ49は、冷却管48に対して、螺子締め等により固定されており、通常、冷却管48と一体的に移動するようになっている。これにより、シールキャップ49を合成反応容器15に装着すれば、冷却管48もその上部に配置されるようになる。

15 また、上記試薬注入用ニードル45は、試薬注入が終わり、合成反応容器15内で合成反応が開始されると、冷却管48の第1開口部48aに対して窒素ガスパージを行うことで、該合成反応容器15内への空気流入と水分発生とを防止するようになっている。

ここで、上記試薬注入用ニードル 4 5 による試薬注入機構について説 20 明する。

試薬注入機構は、図10に示すように、反応装置3の4つの温調ユニット30毎に、デジタルシリンジポンプ55、第1切り替え弁56を有し、試薬注入用ニードル45が、上記デジタルシリンジポンプ55を介して第1切り替え弁56に接続された構成となっている。即ち、試薬注

入用ニードル45と第1切り替え弁56とは、一端に試薬注入用ニードル45が接続された第1チューブ57の他端と、一端に第1切り替え弁56が接続された第2チュープ58の他端との間にデジタルシリンジポンプ55を接続した構成となっている。

5 上記第1切り替え弁56は、入力側には各種溶媒ボトル25…からの 試薬を輸送する輸送チューブ59が接続される一方、出力側には4本の 上記の第2チューブ58…が接続されている。これにより、輸送チュー ブ59により輸送される試薬が、選択的に切り替えられて、第2チュー ブ58を介して各試薬注入用ニードル45に輸送されるようになってい 30。このとき、第1切り替え弁56の切り替え動作に連動して、デジタ ルシリンジポンプ55が作動し、該当する試薬注入用ニードル45に試 薬を輸送するようになっている。

さらに、各温調ユニット30の輸送チューブ59…は、第2切り替え 弁60の出力側に接続されている。この第2切り替え弁60の入力側に は、中継チューブ62が接続されており、この中継チューブ62の他端 は第3切り替え弁61の出力側に接続されている。

上記第3切り替え弁61は、出力側が1端子で入力側が16端子の16方切り替え弁であり、選択的に該当する溶媒ボトル25に切り替えるようになっている。本実施の形態では、上記第3切り替え弁61の入力20側の端子には、12本の溶媒ボトル25…が接続されている。尚、上述の第3切り替え弁61は、図10に示すように、4本の入力側の端子が何も接続されずに残っており、これら4本の端子にも溶媒ボトル25を接続すれば、合計16本の溶媒ボトル25から選択できるようになる。

上記各溶媒ボトル25…には、それぞれが異なる種類の試薬が貯蔵さ

20

れており、第3切り替え弁61の切り替えによって、所望の試薬が貯蔵された溶媒ボトル25が選択されるようになっている。また、必要に応じて、上記溶媒ボトル25には合成反応容器15内の合成反応を停止させる反応停止剤を貯蔵するようにしてもよい。

5 上記構成の試薬注入機構では、各切り替え弁が後述のコンピュータ9により制御されている。即ち、試薬注入機構では、コンピュータ9によって、第3切り替え弁61を切り替え制御することで所望の試薬を貯蔵した溶媒ボトル25が選択される。そして、コンピュータ9によって第2切り替え弁60が、上記第3切り替え弁61にて選択された溶媒ボトル25からの試薬が所望する温調ユニット30に輸送されるように切り替えられる。さらに、コンピュータ9によって第1切り替え弁56が、第2切り替え弁60および輸送チューブ59を経て輸送される試薬が所望する試薬注入用ニードル45に輸送されるように切り替えられる。このようにして、所望する試薬が試薬注入用ニードル45から所望する合15 成反応容器15に注入されるようになっている。

尚、反応装置3において使用される反応容器として、本実施の形態では、合成反応容器15上部側がシールキャップ49を介して、試薬注入および冷却の為の円筒部材54で覆われた反応容器が使用されているが、このような構成に限定するものではく、例えば図36~図38で説明する反応容器を用いても良い。尚、この反応容器の詳細については後述する。

また、上記試薬注入用ニードル45における試薬の注入量は、デジタルシリンジポンプ55によって制御されており、各試薬注入用ニードル45年に設定可能となっている。尚、上記デジタルシリンジポンプ55

は、コンピュータ9によって駆動制御されている。

以上のように、上記構成の反応装置 3 によれば、 4 つの異なる反応温度に設定された温調ユニット 3 0 …を有し、各温調ユニット 3 0 …には、それぞれ反応温度以外の合成条件の異なる 4 本の合成反応容器 1 5 …を載置することができるので、合計 1 6 種類の合成実験を同時に行うことができる。上記反応装置 3 では、 - 3 0 ℃から 2 0 0 ℃までの温度制御が可能となっている。

尚、本実施の形態では、上述のように、4つの異なる合成反応温度に設定しているが、これに限定されるものではない。例えば、上記温調ユニット30の数を増やせば、それに伴って設定可能な合成温度の数も増加できる。また、本実施の形態の温調ユニット30では、載置される合成反応容器15は4本であるが、これに限定するものではない。例えば、温調ユニット30の大きさあるいは合成反応容器15の大きさ等を考慮して、1台の温調ユニット30における合成反応容器15の数を増やせば良い。したがって、本実施の形態では、16種類の合成実験を同時に行うようになっているが、上述のように温調ユニット30の数を増やし、温調ユニット30に載置できる合成反応容器15の数を増やせば、16種類以上の合成実験を同時に行うことが可能となる。

上記構成の反応装置3において、合成反応の終了した合成反応容器1 20 5は、一端反応容器ラック1の第2収納部12に収納された後、振とう 装置4にて反応溶液が分層される。

次に、上記振とう装置 4 について説明する。

振とう装置 4 は、図 1 1 に示すように、容器振とう部としての、合成 反応容器 1 5 を振とうさせるためのボルテックスミキサー 7 0 と、ボル テックスミキサー70の上方に設けられ、合成反応容器15を載置する容器載置部71とで構成されている。

上記ボルテックスミキサー70は、図示しないモータからの動力が伝達された偏心カムを介して生じる振動を利用して合成反応容器15を振とうするものである。

上記容器載置部71は、合成反応容器15を挿入して載置するための 開口部72を有している。この開口部72は、ボルテックスミキサー7 0の上部に設けられた振とうゴム73に対応する位置に形成されている。 これにより、合成反応容器15は、開口部72を介して振とうゴム73 に接触するようにして載置され、ボルテックスミキサー70からの振動 が振とうゴム73を介して伝達され、振とうされるようになる。

上記の振とう装置 4 にて合成反応容器 1 5 が振とうされるとき、合成 反応容器 1 5 内部の反応溶液が外部に飛散しないように、該合成反応容 器 1 5 の上部開口部 1 5 a に押さえキャップ (蓋部) 7 4 が合成反応容 器 1 5 上部に装着されるようになっている。この押さえキャップ 7 4 は、 上部が振とう装置 4 に設けられた駆動部材 7 5 に設けられ、水平方向お よび垂直方向に移動自在となっている。

上記駆動部材 7 5 は、押さえキャップ 7 4 を水平方向に移動させるための水平駆動軸 7 6 と、垂直方向に移動させるための垂直駆動軸 7 7 とで構成されている。これら水平駆動軸 7 6 および垂直駆動軸 7 7 は、それぞれエアシリンダ 8 2 ・ 8 3 により駆動されるようになっている。尚、このエアシリンダの駆動制御は、後述のコンピュータ 9 によって行われている。

上記押さえキャップ74は、合成反応容器15が振とうされないとき、

容器載置部71の後部側に設けられたリンスポート78にて待機するようになっている。

このリンスポート78には、上部に押さえキャップ74を載置する待機部(洗浄部)78aが形成されている。この待機部78aは、載置された押さえキャップ74の下面、即ち合成反応容器15に装着した場合の反応液が付着する面の洗浄を行う機能を有している。つまり、上記待機部78aの下部には、洗浄溶媒輸送用のチューブ79が待機部78aに洗浄溶媒を送出および排出可能なように設けられている。上記チューブ79の待機部78aとは反対側には、送液ポンプ80が設けられ、この送液ポンプ80によって洗浄溶媒が待機部78aに送出されるようになっている。

上記送液ポンプ80には、廃液用ボトル81が接続されており、待機 部78a内で押さえキャップ74が洗浄された後に生じた廃液を貯蔵す るようになっている。

15 また、上記の押さえキャップ74には、合成反応容器15内で発生するガスを逃がすための貫通孔74aが設けられている。これにより、合成反応容器15の振とう中に発生するガスによる容器の破裂を防止することができる。

ここで、上記構成の振とう装置4の動作について説明する。

20 先ず、反応容器ラック1に載置された合成反応後の合成反応容器15 のメクラ栓16が取り外された状態で、該合成反応容器15が容器載置部71の開口部72に載置される。そして、駆動部材75により押さえキャップ74が、リンスポート78から上記合成反応容器15の開口部15aに軽くタッチして静止する。尚、ボルテックスミキサー70は常

時振動した状態となっており、容器載置部71の開口部72に合成反応容器15を押さえキャップ74を介して軽く置くだけで、該合成反応容器15内の反応液が攪拌流を形成するようになっている。そして、所定時間ミキシングする。

- 5 次に、振とう後、該合成反応容器 1 5 の開口部 1 5 a から押さえキャップ 7 4 が駆動部材 7 5 によって取り外され、該押さえキャップ 7 4 が 再びリンスポート 7 8 の待機部 7 8 a に載置される。そして、待機部 7 8 a にて押さえキャップ 7 4 の下面に付着した洗浄溶媒等の付着液を除去する。
- 10 このようにして、振とうされた合成反応容器 1 5 は、図 3 に示す分注
 ・分液装置 2 に搬送される。この合成反応容器 1 5 内部では、溶液が分
 層した状態となり、この分層状態の溶液の何れか一方を分注・分液装置
 2 にて抽出することで所望する合成反応溶液を得る。このとき、分注・
 分液装置 2 では、上述したように、伝導度センサ 2 9 を用いて溶液の界
 15 面を検出し、何れかの溶液を抽出する。抽出する溶液としては、所望する合成反応溶液でも良いし、あるいは所望する合成反応溶液以外の溶液でも良い。

したがって、所望する合成反応溶液を抽出する場合には、別にサンプル瓶等を容易して、その中に抽出した合成反応溶液を注入し、これをガスクロマトグラフ6あるいは液体クロマトグラフ7等の分析装置にて分析するようにすれば良い。また、所望する溶液以外の溶液を抽出する場合には、合成反応容器15を分析装置に運搬し、その内部の溶液を分析装置にて分析するようにすれば良い。

尚、上述の何れの場合であっても、分析対象となる溶液に対してガス

クロマトグラフ 6 あるいは液体クロマトグラフ 7 による分析前処理を分析前処理装置 5 にて行う必要がある。ここでは、分析対象となる溶液に対して、標準液を添加するか、希釈するための溶媒を添加する。上記標準液とは、ガスクロマトグラフ 6 や液体クロマトグラフ 7 等における予めピークの分かっている溶液である。また、溶液を希釈するのは、溶液の濃度が高く、各分析機器の測定範囲を逸脱する虞があるからである。

次いで、上記分析前処理装置5について以下に説明する。

分析前処理装置5は、図12に示すように、サンプリング部90と、 サンプル容器配置部91とで構成されている。

- 10 上記サンプル容器配置部 9 1 は、載置台 9 2 上に、分液処理された溶液が貯蔵されたサンプル容器(第 1 容器)を載置するための第 1 ラック 9 3 と、第 1 ラック 9 3 に載置された容器からサンプリングした溶液を貯蔵するサンプル容器(第 2 容器)を載置するための載置口 9 4 a …が形成された第 2 ラック 9 4 とが設けられている。
- 15 上記第2ラック94に載置される第2容器は、上記第1ラック93に 載置される第1容器よりも小容量であり、初期状態では内部は空であり、 分析前処理動作が開始されると、内部に、上記第1容器に貯蔵された溶 液が注入されると共に、分析に必要な標準液あるいは希釈液が注入され るようになっている。したがって、ガスクロマトグラフ6あるいは液体 20 クロマトグラフ7等の分析装置には、上記第2容器に貯蔵された溶液が 使用されることになる。

また、第1ラック93には、ロボット8により運搬された第1容器を 載置するための載置口93aが所定の位置に形成されている。そして第 1ラック93には、上記載置口93aの他に、ガスクロマトグラフ6の 5

バイアルストッカー(図示せず)に提供するための分析前処理済みの溶液が貯蔵された第2容器を載置する載置口93bと、第2容器に注入する標準液を貯蔵する標準液容器を載置するための載置口93c…と、上記載置口93aに載置された第1容器を一時的に収納するための載置口93d…とが設けられている。この第1容器の載置口93aから載置口93dまでの搬送は、サンプリング部90によって行われる。

このように、第1ラック93および第2ラック94のそれぞれに載置された各容器への所望する溶液の注入は、サンプリング部90によって行われる。

10 サンプリング部90は、図12に示すように、載置台92上の両側部 にガイド部材95・95が設けられると共に、このガイド部材95・9 5の上面を前後に水平移動する枠状の水平移動部材96が設けられてい る。

上記水平移動部材96は、例えばガイド部材95・95の上部に形成15 された前後方向に延設された案内溝95a・95aに嵌合するような勘合部材(図示せず)を設けて、ガイド部材95上を水平移動するようになっている。このときの水平移動部材96の駆動は、図示しないモータ等の駆動手段によって行われており、この駆動手段はコンピュータ9によって駆動制御されている。

20 さらに、水平移動部材 9 6 の枠内には、該水平移動部材 9 6 の移動方向とは直交する水平方向への移動が案内される垂直水平移動部材 9 7 が設けられている。

上記水平移動部材 9 6 の枠内部には、上記垂直水平移動部材 9 7 の移動を案内する案内溝 9 6 a が設けられると共に、この案内溝 9 6 a と並

行な案内軸96bとが設けられている。

一方、上記垂直水平移動部材 9 7 には、上記水平移動部材 9 6 の案内 溝 9 6 a に嵌合する嵌合部材 9 7 a と、上記案内軸 9 6 b が貫通すると 共に、該垂直水平移動部材 9 7 の垂直移動を案内するための案内溝 9 7 b とが設けられている。

よって、上記垂直水平移動部材 9 7 は、水平移動部材 9 6 の案内溝 9 6 aに沿って水平移動し、該垂直水平移動部材 9 7 の案内溝 9 7 aに沿って垂直移動し、さらに、水平移動部材 9 6 の移動に伴って該垂直水平移動部材 9 7 の水平移動とは直交する方向に移動することができる。即 5 5 垂直水平移動部材 9 7 は、3 次元的に移動自在となる。通常、上記水平移動部材 9 6 は、載置台 9 2 の後部側、即ち第1 ラック 9 3 および第2 ラック 9 4 よりも後側で退避している。

したがって、上記垂直水平移動部材 9 7 は、水平移動部材 9 6 の移動 および自身の移動によりサンプル容器配置部 9 1 の所定の位置に移動す ることができる。尚、上記水平移動部材 9 6 および垂直水平移動部材 9 7 は、図示しない駆動手段に接続され、その駆動はコンピュータ 9 によ って制御されている。

上記垂直水平移動部材 9 7 のサンプル容器配置部 9 1 側の先端部には、 載置台 9 2 に載置された第 1 容器、第 2 容器等をチャッキングするため のアーム 9 8 が設けられている。

上記垂直水平移動部材 9 7 のアーム 9 8 は、チューブ 1 0 7 を介して エアーポンプ 1 0 6 に接続されている。また、上記アーム 9 8 の先端に は、後述する各種の機能を有し、エアー圧力で作動するフィンガーが着 脱自在となっている。このエアーポンプ 1 0 6 の空気の排出量や吸入量 5

を調節することで、アーム98に装着されたフィンガーを作動させるようになっている。

そして、垂直水平移動部材 9 7 の退避位置、即ち水平移動部材 9 6 の 退避位置に対向する載置台 9 2 上には、上記アーム 9 8 に嵌合可能な第 1 フィンガー 9 9 ~第 4 フィンガー 1 0 2 が載置されており、これら各 フィンガーは操作機能に応じて選択して上記アーム 9 8 に装着される。 このとき、各フィンガーは、アーム 9 8 に対して図示しないピンと板バ ネとで嵌合するようになっている。このようなフィンガーには、サンプ リングニードルやバイアルフィンガーの機能を有したものがある。

 10 例えば、第1フィンガー99は、図13に示すように、アーム98に ピンと板バネで嵌合されたバイアルフィンガー103を有している。こ のバイアルフィンガー103は、30m1のバイアル(第2容器)の上 部をチャッキングする爪ホルダ104を有している。この爪ホルダ10 4は、図12に示すエアーポンプ106からチューブ107を介して流 人する空気によって上下方向に移動することで、第2容器の上部をチャッキングするようになっている。

また、第2フィンガー100は、図示しないが上記第1フィンガー99とは異なる容量のバイアル(第1容器)をチャッキングするバイアルフィンガーを有している。これも、上述の第1フィンガー99に同様に、エアーポンプ106からの空気により駆動するようになっている。

さらに、第 3 フィンガー 1 0 1 は、図 1 4 に示すように、アーム 9 8 にピンと板バネで嵌合されたサンプリングニードル 1 0 5 を有している。このサンプリングニードル 1 0 5 は、後端部 1 0 5 b で上記チューブ 1 0 7 に接続されている。

これにより、サンプリングニードル105は、チューブ107を介して先端部105aからエアーが排出される一方、この先端部105aからチューブ107にエアーが吸入されるようになる。即ち、サンプリングニードル105の先端部105aを容器内の溶液に浸漬させて、図12に示すエアーポンプ106を作動させることで、該容器内の溶液を所定の量だけ抽出したり排出したりすることができる。

また、第4フィンガー102は、図示しないがこれもまた第3フィンガー101と同様に、アーム98にピンと板バネで嵌合されたサンプリングニードルを有するものである。例えば、第4フィンガー102のサンプリングニードルは、第3フィンガー101のサンプリングニードルとは異なる種類の溶液を注入あるいは排出するようになっている。

さらに、図12に示すように、上記の各フィンガー99~102を載置している載置台92の近傍には、さらに、サンプルインジェクション108、タッチミキサー109が設けられている。

15 上記サンプルインジェクション108は、液体クロマトグラフ7のサンプル注入口に接続されており、上記第3フィンガー101のサンプリングニードル105により抽出された分析対象となるサンプル溶液を、注入するようになっている。

また、タッチミキサー109は、例えば第1フィンガー99のバイア 20 ルフィンガー103にてチャッキングされた第2容器を、該タッチミキ サー109の表面に軽く接触させることで、内部溶液を攪拌させるもの である。

ここで、上記分析前処理装置5の動作を以下に説明する。

先ず、予めコンピュータ9により指示されたフィンガーをアーム98

に装着するように作動する。この場合、始めにアーム98には第1フィンガー99を装着するように制御されている。

次いで、ロボット8により第1ラック93の載置口93aまで搬送載置された分注・分液装置2にて分液処理されたサンプル容器(第1容器) は、サンプリング部90の垂直水平移動部材97のアーム98の第1フィンガー99にてチャッキングされ、第1ラック93の所定の載置口93dに搬送載置される。

次に、垂直水平移動部材97は、退避位置まで移動し、アーム98に

装着された第1フィンガー99を第3フィンガー101に切り替える。
10 そして、第1ラック93の載置口93dに載置された第1容器内の溶液が、第3フィンガー101のサンプリングニードル105によってサンプリングされ、第2ラック94に載置されている第2容器に注入される。このとき、必要に応じて第2容器には、第1容器内の溶液の他に希釈用の溶液を注入するようになっている。この注入動作も上記サンプリング
15 ニードル105によって行われる。

続いて、上記第2容器には、サンプリングニードル105によって第1ラック93の載置口93cに載置された容器に貯蔵された標準液が注入される。このようにして第1容器内の溶液と、標準液とが注入された第2容器は、サンプリング部90のアーム98に装着された第2フィンガー100によってチャッキングされた状態で、タッチミキサー109上に所定時間だけ静置され、内部の溶液を攪拌する。

最後に、攪拌後の第2容器内の溶液、即ち分析前処理の完了した第2容器内の溶液は、分析装置がガスクロマトグラフ6の場合、該第2容器を第1ラック93の載置口93bに載置された後、ロボット8によって

ガスクロマトグラフ6のバイアルストカーに運搬される。一方、分析装置が液体クロマトグラフ7の場合、上記第2容器が一端第2ラック94の載置口94aに載置され、内部の溶液がサンプリング部90によりサンプリングされ、載置台92のサンプルインジェクション108に注入される。

以上のように、分析前処理装置 5 にて分析前処理された溶液は、最終的にガスクロマトグラフ 6 あるいは液体クロマトグラフ 7 にて分析され、収率等のデータを得るようになっている。この収率等のデータは、コンピュータ 9 の内部あるいは外部の記憶装置にて記憶され、必要に応じて10 読み出されて次の実験の参考資料として利用することもできる。

上記の合成実験自動化システムでは、上記の反応容器ラック1、分注・分液装置2、反応装置3、振とう装置4、分析前処理装置5、ガスクロマトグラフ6の間に合成反応容器15等の容器を運搬するために、ロボット8が利用されている。このロボット8は、産業用のロボットであり、コンピュータ9により駆動制御されている。

続いて、上記ロボット8について以下に説明する。

ロボット 8 は、図 1 5 (a) (b) に示すように、本体 1 1 3 が直線 状のロボット走行用レール 1 1 0 上を端から端まで走行するようになっ ている。このロボット走行用レール 1 1 0 としては、拡張性の高い 1 軸 20 の多軸走行軸が用いられる。つまり、ロボット 8 は、上記ロボット走行 用レール 1 1 0 に沿って配置された反応容器 ラック 1、反応装置 3 等の 合成実験自動化システムにおける機器ユニット 1 1 1 ・ 1 1 2 に、容器 等を運搬する手段として使用している。換言すれば、上記機器ユニット 1 1 1 ・ 1 1 2 は、ロボット 8 の行動範囲内に配置すれば良いことにな る。

上記ロボット8の本体113には、該本体113を中心に回転自在な 多軸間接のアーム114が設けられており、図15(b)に示すように、 アーム114の先端が機器ユニット111上を移動自在となり、このア ーム114によって容器等を運搬載置するようになっている。

したがって、ロボット8の本体113とアーム114とをコンピュータ9にて適切に駆動制御すれば、各機器ユニット111・112間に容器等を効率良く運搬することができる。

また、上記アーム114は、図16(a)(b)に示すように、先端 10 部114aに着脱自在の把持部115が設けられている。この把持部115には、それぞれ把持できる容器の大きさが異なる第1フィンガー116と第2フィンガー117とが設けられている。この第1フィンガー116と第2フィンガー117とは、アーム114の先端部114aに対して180°回転可能な支持部材118の両端にそれぞれ接続されて 15 いる。

上記第2フィンガー117は、合成反応容器15の上部の首部15b を把持するようになっている一方、第1フィンガー116は、上記合成 反応容器15よりも容量の小さな容器の首部を把持するようになってい る。

20 具体的には、第2フィンガー117は、チャッキング対象物、例えば 合成反応容器15の場合には首部15bの周囲を4点で支持するための 4本の挟持用部材117a…が設けられている。同様にして、第1フィ ンガー116にも4本の挟持用部材116a…が設けられている。しか しながら、各フィンガーの構成は上記したものに限定されず、容器等の チャッキング対象物を把持できる構成であれば、他のものでもよい。

また、第1フィンガー116と第2フィンガー117とは、支持部材 118を180°回転させることで、切り替えて使用するようになって いる。例えば初期の状態において第2フィンガー117が下で第1フィ ンガー116が上にある場合に、合成反応容器15よりも小さいな容器 を把持するときには、支持部材118を180°回転させて第1フィン ガー116を下側になるようにして、この第1フィンガー116にて容 器を把持すれば良い。

また、把持部115は、支持部剤118によって各フィンガーが回転 10 自在となっているので、例えば第2フィンガー117で溶液の入った合 成反応容器15をチャッキングしている場合に180°回転させること で、合成反応容器15の溶液を排出することもできる。

さらに、把持部115は、実験の用途等に合わせて種々のものを用意 し、必要に応じてアーム114に装着して使用するようになっている。

この把持部115のアーム114への着脱は、操作者が必要に応じて手動で行っても良く、また、上述の分析前処理装置5におけるアーム98 への各第1フィンガー99から第4フィンガー102等の着脱のように 自動で行うようにしても良い。

上記の構成の合成実験自動化システムの動作を図1を参照しながら以 20 下に説明する。

先ず、ロボット 8 が反応容器 ラック 1 に収納された合成反応容器 1 5 をチャッキングして、分注・分液装置 2 の分注位置まで搬送し、チャッキング状態で合成反応容器 1 5 内を窒素雰囲気にした後、該容器内に指定された試薬・溶媒が分注される。試薬・溶媒が注入された合成反応容

器15は、再びロボット8にて反応装置3の温調ユニット30の反応位置まで搬送される。このとき、必要に応じて合成反応容器15の空の状態の重量と、試薬・溶媒が注入された状態の重量とを電子天秤等で秤量しても良い。この秤量データは、コンピュータ9に送信される。

5 合成反応終了後、合成反応容器15は、ロボット8により反応容器ラック1まで再び搬送して、メクラ栓をして待機する。

次に、ロボット8によりメクラ栓が取り外された合成反応終了後の合成反応容器15を、振とう装置4まで搬送し、所定時間攪拌して反応液を分層させる。そして、分層された合成反応容器15は、分注・分液装置2の伝導度センサが該合成反応容器15内に挿入され、分層の界面が検出され、この検出結果に基づいて指定された溶液がサンプリングされ、サンプル瓶に注入される。

このサンプル瓶は、分析前処理装置 5 に搬送され、希釈液あるいは分 15 析の標準液を注入して分析前処理の溶液を作成する。そして、この溶液 を、ガスクロマトグラフ 6 あるいは液体クロマトグラフ 7 にて所定の分 析を行い、合成反応の収率を決定する。

上記のロボット8は、コンピュータ9による実行スケジュールプログラムに基づいて合成反応容器15の運搬動作が制御されており、この動20 作は合成反応の実験数だけ行われる。尚、上記コンピュータ9によるロボット8および合成実験自動化システムの各機器の制御については後述する。

以上のように、本願の合成実験自動化システムでは、ロボット 8 および実験に用いられる各機器がそれぞれコンピュータ 9 により駆動制御さ

れている。以下に合成実験自動化システムのソフトウェアについて説明する。尚、本発明では、汎用性という観点から上記コンピュータ9としては、パーソナルコンピュータを使用する。また、コンピュータ9で使用されるプログラムは、米国マイクロソフト社製のWindows (3.1 版以上)のOS (Operating System)上で動作可能なプログラム言語で作成されている。したがって、上記OS上で動作可能なプログラム言語であれば、その種類は特に限定しない。

先ず、コンピュータ9と合成実験自動化システムにおけるロボット8 および反応システムの各機器とがどのようにして接続されているのかを 10 説明する。

上記コンピュータ9には、図17に示すように、少なくとも2つのシリアルポート(本実施の形態では、COM1、COM2の2つのCOMポートを使用する)が備えられており、これらシリアールポートにロボット8およびシステムの各装置が接続されている。上記シリアールポートは、RS232C端子あるいはRS232C端子の仕様に準拠した端子である。

したがって、本願の合成実験自動化システムにおける分注・分液装置 2、反応装置 3、振とう装置 4、分析前処理装置 5、ガスクロマトグラフ6、液体クロマトグラフ7(以下、総称して各機器とする)には、上 20 記コンピュータ 9 のシリアルポートに接続してデータの送受信を行うための通信機能を有している必要がある。具体的には、各装置が、シリアルポートとしてRS232C端子、あるいはRS232C端子の仕様に準拠した通信端子を有していれば良い。

コンピュータ9のCOM1には、ロボット8が接続される一方、CO

M2には、ペリフェラールボックス等の信号分配器 1 2 0 を介して、分注・分液装置 2、反応装置 3、振とう装置 4、分析前処理装置 5、ガスクロマトグラフ 6、液体クロマトグラフ 7 が接続されている。このように、ロボット 8 と合成実験自動化システムの各機器とが別々のシリアルポートに接続されているのは、ロボット 8 と各機器とでは、通信データの仕様が異なるためである。

上記信号分配器 1 2 0 は、コンピュータ 9 からの信号を、各装置に振り分けると共に、各機器からの信号を選択的にコンピュータ 9 に送信するものである。これは、RS 2 3 2 C 端子における通信機能において、 10 一度に連続してコマンドを各装置に送信することができないためである。

また、コンピュータ9は、図18に示すように、合成実験自動化システムにおいて行われる合成実験を実行するための合成反応の手順を示した実行ファイルの作成を主に行う入力部121と、作成された実行ファイルに基づいて、合成実験自動化システムの稼働制御を行う実行部122とで構成されている。上記入力部121は、GASYS.EXEというアプリケーション起動プログラムで実行ファイルの作成が実行されると共に、実行部122は、GOSEI.EXE、CRS.EXE、BUNSEKI.EXEの3つの起動プログラムで稼働制御が実行されるようになっている。

上記GOSEI.EXE と、CRS.EXE およびBUNSEKI.EXE とは、DDE (Dyna 20 mic Data Exchange)によって互いに情報を送受信し合って制御を行っている。

上記GASYS. EXE は、合成実験自動化システムの実行ファイルを作成するツールアプリケーションである。

上記GOSEI. EXE は、タイマでのスケジュール管理を含む実行部122

の中心プログラムである。このプログラムは、入力部121で作成された実行ファイルに基づいて実行開始される。

上記CRS. EXE は、ロボット 8 への制御信号を送信するプログラムである。この信号による制御動作は、GOSEI. EXE からDDEにより送信される。

上記BUNSEKI. EXE は、分析用機器(EX-Multi)に対して制御信号を送るプログラムである。この信号による制御動作は、GOSEI. EXE を経由して各分析機器に送信される。

上記入力部121は、実行ファイルを作成する実行ファイル作成部1 23を有している。実行ファイル作成部123では、GASYS. EXE というプログラム実行ファイルを起動させることで、実行ファイル作成を行うようになっている。上記実行ファイルとは、合成反応の実験数、実験条件等を記述したファイルである。この実行ファイル作成部123の詳細については後述する。

15 上記実行部122は、合成実験自動化システムの各機器を制御する主制御部124と、ロボット8を制御するロボット制御部125と、分析装置を制御する分析制御部126とを有している。主制御部124では、GOSEI.EXEというプログラム実行ファイルを起動させることで、主制御に関するプログラムが実行される。ロボット制御部125では、CRS.EX 20 Bというプログラム実行ファイルを起動させることで、ロボット制御に関するプログラムを実行する。分析制御部126は、BUNSEKI.EXEというプログラム実行ファイルを起動させることで、分析制御に関するプログラムを実行する。

上記実行部122のGOSEI.EXE は、同時に複数の実験を行うためにタ

イマーイベントによりスケジュール管理を行っている。これは、上記Windowsでは1つのプログラム実行ファイル(. EXE)で複数のタスクを使用するアプリケーションの作成が困難であるためである。つまり、実行部122は、各実験の処理の流れを数十ミリ秒から1秒程度(通常は機械に対して制御信号を送信したタイミング)で中断し、他の実験の制御に移行するようにして複数の実験のスケジュール管理を行っている。

一般に、複数の合成実験を同時に行う場合、全ての合成実験がなんの 制限もなく無秩序に行われれば、重大な問題となる。

そこで、従来より複数の合成実験を行う制御プログラムでは、本願の 非行ファイルに相当する実験ファイルの作成時に、各単位実験操作の所 要時間を計算して、実験毎にタイムテーブルを作成し、そしてこれら各 タイムテーブルをハードウェアの制約に違反しないように組み合わせる (つまり、実験毎に開始時刻をずらす)ことにより、上記問題を解決し てきた。

15 ところが、上記の制御プログラムでは、実験ファイルを作成する時点でタイムテーブルを作成するようになっているので、「ある瞬間にはロボットはここにいるはず」、「振とう装置はあいているはず」などの各単位操作の時間から見込みの操作を行っている。このような場合には、ハードウェアの異常時に迅速に対応することができないという問題が生20 じる。

これに対して、本願では、各機器とコンピュータ9とは通信機能により絶えず通信状態にあるので、コンピュータ9は常に各機器の状態を把握している。これにより、ハードウェアに異常が生じた場合に迅速に対応することができる。

ここで、上記入力部 1 2 1 の実行ファイル作成部 1 2 3 について詳細に説明する。

上記実行ファイル作成部123は、図19に示すように、合成実験に必要な温度、試薬等の実験パラメータを設定した実験ファイルを作成する実験ファイル作成部127と、ロボット8の動作速度、反応容器ラック1のラックサイズ等の合成実験自動化システムの環境を設定した環境ファイルを作成する環境ファイル作成部128と、合成実験に使用する試薬・溶媒等の名前を登録する試薬溶媒名登録部129の4つのプログラムで構成されており、上述したGASYS.EXEを起動することで各プログラムが実行される。

上記実験ファイル作成部127では、簡単モードと詳細モードの2つの作成モードの少なくとも一方を用いて実験ファイルを作成するようになっている。つまり、上記実験ファイルは、簡単モードのみによって作成しても良く、また、簡単モードに加えて詳細モードによって作成しても良く、さらに、詳細モードのみによって作成しても良い。

簡単モードとは、合成実験自動化システムにおける動作手順に不慣れな実験専門家がより容易に実験ファイルを作成するように考慮した実験ファイル作成モードである。この簡単モードでは、予め決められた合成実験の動作制御アルゴリズムに対して試薬溶媒、反応温度等の設定変更 だけを行い、例えば①最適温度・時間検討コース、②最適試薬・溶媒検討コース、③最適モル比検討コースの3コースの何れかを選択して、実験ファイルを作成するようになっている。

一方、詳細モードとは、合成実験における各種パラメータや、シーケンス(動作単位)の選択設定を詳細に行うようにした実験ファイル作成

モードである。

通常、実験ファイルを作成するときには、簡単モードにより設定の後に、詳細モードに移行するようになっている。しかしながら、上述したように、簡単モードを選択せず、詳細モードのみによって実験ファイルを作成しても良く、さらに、簡単モードのみで実験ファイルを作成しても良い。

また、環境ファイル作成部128は、ロボット8の移動速度やダイリュータの吸引排出速度、同一配管内での試薬交換時の配管の洗浄回数の設定や、反応容器ラック1のサイズの設定等の合成実験自動化システムにおける各装置の配置等の環境設定をファイルとして作成するためのプログラムが実行されている。

さらに、試薬溶媒名登録部129は、合成実験に使用する各種試薬、 溶媒名を登録するためのプログラムが実行されている。

上記構成の入力部121における実行ファイル作成部123のプログラムの起動は、操作者が図示しないコンピュータ9のモニタ上に表示されているWindows 上のプログラム起動用のアイコンを選択することによって行われる。このときのアイコンは、GASYS. EXE を起動するように設定されている。そして、上記プログラムの起動後、図示しない入力設定メイン画面が表示される。この入力設定メイン画面には、簡単モードお20 よび詳細モードの何れかが選択できるように表示されている。

次いで、操作者は、実験の目的に応じて上記入力設定メイン画面から 簡単モードか詳細モードかの何れかを選択し、実験の条件を入力する。 このとき、先に簡単モードを選択して、実験条件を入力した後、さらに 詳細モードを選択して、実験条件を入力することができる。また、最初 から詳細モードを選択して、実験条件を入力することもできる。

上記の実験条件の入力は、何れの場合においても試薬溶媒等の項目を選択して行う場合と、反応温度、反応時間等のように数値を入力して行う場合とに分けられる。このとき、項目を選択する場合は選択項目のエラー確認、数値を入力する場合は数値範囲のエラー確認を行う。そして、エラー時には警告を発して操作者に知らせる。この場合、コンピュータ 9のスピーカ等から音で警告すると共に、画面に警告を表示するようになっている。

このようにして、エラーのチェック等を行いながら全ての実験条件の 10 入力が終了すれば、実行部122に送信するファイルを作成する。この ファイル作成時においても、入力項目に誤りがある場合は、上述のよう にして警告を発し、操作者に知らせる。

また、上記入力設定メイン画面には、上記簡単モードおよび詳細モードの選択表示の他に、環境設定、試薬溶媒登録の設定登録用のアイコン 15 が表示されており、所望するアイコンを選択することで、それぞれの設 定画面あるいは登録画面に切り換わるようになっている。

したがって、上記入力部121の実行ファイル作成は、例えば図23 に示すように、コンピュータ9に備えられているモニタ(図示せず)に 表示される画面200に沿って行われる。

20 このようにして入力部121にて作成された実行ファイルに基づいて、 実行部122は、合成実験自動化システムを稼働制御する。

ここで、上記実行部122の主制御部124、ロボット制御部125 および分析制御部126について詳細に説明する。

上記主制御部124は、図20に示すように、実行JOB登録部13

0、稼働処理部131、通信管理部132、情報管理部133、データファイル作成部134、ログファイル作成部135の6つのプログラムで構成されている。上記の各プログラムの実行は、GOSEI. EXE というプログラムの起動によって行われる。

5 実行JOB登録部130は、実行ファイル作成部123にて作成された実行ファイルの中から選択された実行ファイルを読み込み、該実行ファイルが設定温度毎に実行JOBとして登録するプログラムである。この実行JOBは、各実行ファイルの設定温度毎に登録されており、所定のタイミングで稼働処理部131で読み込まれ、この実行JOB単位で10合成実験が行われる。

上記実行JOB登録部130において、実行ファイルを読み込んだとき、環境値のチェック、シーケンスのパラメータチェック、合成実験自動化システムにおける各機器の確認、使用系列の配置等を行うようになっている。例えば、機器の確認では、実行ファイルを実行JOBとして 登録をする前に、使用する各機器に初期動作コマンドを送信して、その機器が動作コマンドを正しく送受信しているか否かを確認している。このとき、何れかの機器が動作コマンドを正しく送受信していない状態(例えば電源が入っていない、通信コネクタが外れている等)を確認した場合には、合成実験自動化システムの操作者に警告を発すると共に、実 20 験動作の開始を中断する。そして、上記の機器の接続不良等の問題を解消した後、再び機器の確認を行い、上記の実行ファイル及び機器の確認が終了した時点で、実行JOBの登録を行う。

このように、実行JOB登録部130において、実行JOBの登録を 行う前に実行ファイルの内容をチェックする理由は、入力部121にて

作成された実行ファイルが通常のテキストファイルで記載されており、 エディタ等を用いてテキストファイルの内容を容易に変更できるためで ある。

稼働処理部131は、実行JOB登録部130で登録された実行JOBの内容に基づいて、合成実験自動化システムを動作させる。このとき、 稼働処理部131では、タイマーによる実験の実行スケジュール、実行 JOBの配置、実験系列の配置、DDE通信制御、機器の動作制御等の プログラムが実行されている。

この稼働処理部131による制御では、反応装置3の温調ユニット3 0が4つであるため、4つの実行JOBまで同時に実行可能である。これ以上の実行JOBを行う場合には、前の実験がJOB単位で終了した時点で、次の実行JOBによる実験を該当する温調ユニット30にて開始するようになっている。つまり、本実施の形態では、反応装置3の温調ユニット30は4つであるが、この温調ユニット30の数を増やすことで同時に行えるJOB数も増加する。

合成実験が実行されている間、図24に示すような実行の進行状況を表示する実行画面201がモニタ(図示せず)に表示されるようになっている。この実行状況としては、実験の進行を合成反応容器15年に表示する「バイアル実行・だんご図」、反応装置3の各温調ユニット30…の温度を配置した系列毎に表示する「温調ユニット使用状況」、JOBの進行を表示する「稼働JOB」がある。

上記稼働処理部131が実行JOBに基づいて生成する各機器の制御信号は、通信管理部132を介して送信される。また、各機器からの情報は、通信管理部132を介して受信される。

上記通信管理部132での制御信号の送受信はCOM2を用いる。尚、通信管理部132における制御信号の送受信は、稼働処理部131とは別の独立したタイマによって行われている。これは、上記COM2では、制御信号を1度に連続して送信することができないためである。

5 通信管理部132は、情報管理部133と情報の送受信をDDEで行っている。この情報管理部133は、合成実験中の合成実験自動化システムにおける稼働環境、ロボット8への通信、ペリフェラール通信等の状況を管理する情報管理プログラムである。

上記情報管理部133における情報管理プログラムは、稼働処理部1

31にてタイマーによって、短い時間間隔で順に各機器に制御信号(コマンド)を送信して、次の実行JOBが実行可能であるか否かを、該プログラム上に設けられたフラグというビット単位の情報管理手段によりチェックするようになっている。ここで、次の実行JOBが実行可能であればその機器に対して動作信号を送信するように稼働処理部131を制御し、不可能な場合には、登録された実行JOBの中から可能な実行JOBが見つかるまで、上記のチェックを繰り返すようになっている。

さらに、主制御部124には、稼働処理部131による実行JOBに基づく実験に伴って生じる試薬や溶媒、あるい反応液等の秤量値のような各種データをファイルするデータファイル作成部134というプログ20 ラムが含まれている。

また、主制御部124には、上記データファイル作成部134の他に、 合成実験の間、合成実験自動化システムにおける各機器がどのような動作をしたか、あるいはどのようなコマンドで動作したか等のコンピュータ9と各機器との通信のログファイルを作成するためのログファイル作

成部135というプログラムが含まれている。

上記データファイル作成部134およびログファイル作成部135に て作成されたデータファイルおよびログファイルは、コンピュータ9の 内部あるいは外部の記憶装置に記憶され、必要に応じて参照または利用 できるようになっている。

次に、ロボット制御部125について詳細に説明する。ここで、ロボット8は、合成実験自動化システムにおいて各機器に対して合成反応容器15等の容器の搬送に使用されているので、そのスケジュール管理は上述の稼働処理部131によって行われる。しかしながら、ロボット80動作の独立性および通信信号の仕様の相違から、この動作の通信信号送受信部は独立した制御部にて制御される。この制御部が上記のロボット制御部125である。

上記ロボット制御部125は、図21に示すように、GOSEI.EXE との間でDDEによる送受信を行うための送受信管理部136と、DDE通信による情報信号から動作コマンドを送受信し、この動作コマンドをロボット8用の動作信号に変換するための動作コマンド送受信部137と、動作信号を送受信すると共に、動作信号送受信部138との3つのプログラムで構成されている。

上記動作信号送受信部138は、COM1とロボット8のコントロー 20 ラと間で動作信号の送受信を管理するプログラムである。

上記の各プログラムの実行は、CRS. EXE を起動することで実行される。 このCRS. EXE は、上述したGOSEI. EXE を起動するときに、このGOSEI. EX E とのDDE通信によって起動される。

また、上記の動作信号送受信部138のプログラムが実行されると、

予め設定されたロボット 8 の移動場所(以下、ロケーションと称する)の設定変更を行う画面と、上記ロケーションへのロボット 8 の移動等を含む任意のコマンドを送信できるようなターミナル画面とが、上記送受信管理部 1 3 6 を介してモニタ上に表示される。尚、上記の両機能は、通常の合成実験で使用することはない。

次いで、分析制御部126について以下に説明する。尚、上記分析制御部126も、前述のロボット制御部125と同様に、分析機器(ガスクロマトグラフ6や液体クロマトグラフ7等)の動作の独立性および通信信号の仕様の相違から、この動作の通信信号送受信部は独立した制御10 部にて制御されている。この制御部が分析制御部126である。

上記分析制御部126は、図22に示すように、GOSEI.EXE との間で DDEによる送受信を行うための送受信管理部139と、DDE通信に よる情報信号から動作コマンドを送受信するための動作コマンド送受信 部140との2つのプログラムで構成されている。

15 尚、分析機器の移動場所等の管理は、分析機器本体が記憶しているため、上述のロボット制御部 1 2 5 におけるターミナル画面等を表示する必要はない。

上記分析制御部126における各部のプログラムは、BUNSEKI. EXE を起動することで実行される。このBUNSEKI. EXE は、上述したGOSEI. EXE を起動するときに、このGOSEI. EXE とのDDE通信によって起動される。そして、分析機器の制御動作は、GOSEI. EXE からDDE通信により送信される動作信号によって行われ、また分析機器に対しての制御信号はGOSEI. EXE を経由して分析機器に送信される。

ここで、上記構成の合成実験自動化システムにおけるシステム全体の

動作の流れについて、図25ないし図28に示すフローチャートを参照 しながら以下に説明する。但し、上記合成実験自動化システムの作動させる前には、操作者によって、各機器の電源のON、試薬、溶媒、合成 反応容器15等のセッテイング等の実験準備を行う。そして、上記の実 験準備が完了した後、コンピュータ9を作動させるものとする。

先ず、図25に示すように、所望する合成実験に応じた実行ファイルの作成を行う(S1)。この実行ファイルの作成のサブルーチンは、後述する。

次いで、作成された実行ファイルに基づいて実行JOBを登録する(10 S2)。この実行JOBの登録のサブルーチンについても、後述する。 次に、S2で登録された実行JOBを読み込む(S3)。ここでは、 実行ファイルに記載されている反応温度毎のJOBの作成、実行ファイル内の異常のチェック等を行う。

続いて、上記実行JOBに基づいて、実験が開始される(S4)。本 15 実施の形態の合成実験自動化システムでは、反応装置 3 における 4 つの 異なる反応温度に設定された温調ユニット 3 0 を有しているので、 4 種 類のJOBが実行可能である。

そして、実験の実行状況をモニタに表示する共に、実験中に生じた各種データのファイルと、各機器とコンピュータ9の通信状況等を示すログファイルとを作成する(S5)。このため、実験の実行中に、操作者は、実行状況をモニタリングすることができ、実験中の異常を発見することができる。

次に、操作者が、上記実行状況のモニタリング中に異常が発見された か否かを判定する(S6)。ここで、異常がなければ、別の実験を実行 するか否かを判定する(S7)。

S6で、異常がありと判定すれば、エラー処理を行うサブルーチンに移行する(S8)。このエラー処理については、後述する。

また、S7で、別の実験を実行するのであれば、S3に移行し、別の 5 実験の実行JOBを読み込む。一方、S7で、別の実験を実行しないの であれば、実験を終了させる(S9)。ここで、実験の終了とは、シス テム全体の合成反応が終了することである。

続いて、上記実行ファイル作成のサブルーチンについて説明する。尚、ここでは、実行ファイル作成部123における実験ファイル作成部12 7、環境ファイル作成部128、試薬溶媒名登録部129の各部で作成および登録されたデータを実行ファイルとする。

先ず、図26に示すように、GASYS.EXE を起動させて実行ファイル作成部123によりコンピュータ9に入力設定の初期画面を表示させる(S11)。この初期画面には、『実験ファイルの作成』、『環境ファイルの作成』、『試薬溶媒名登録』の3つの項目が表示されている。そして、この3つの項目から実験ファイルの作成という項目が選択されたか否かを判定する(S12)。ここで、実験ファイル作成が選択されなければ、図27に示すS19に移行する。一方、実験ファイル作成が選択されれば、上記初期画面は、『簡単モード』と『詳細モード』の2つの項目が表示され、さらに、簡単モードが選択され、該簡単モードが実行されたか否かを判定する(S13)。

S13で簡単モードが実行されたと判定されなければ、S15に移行して詳細モードが実行されたか否かが判定される。また、S13で簡単モードが実行されたと判定されれば、簡単モードでの実験条件の入力が

行われる。

そして、簡単モードの実行が終了すれば(S14)、詳細モードが選択され、該詳細モードが実行されたか否かが判定される(S15)。ここで、詳細モードが実行されたと判定されなければ、S17に移行する。一方、詳細モードが実行されたと判定されれば、詳細モードでの実験入力が行われる。

そして、詳細モードの実行が終了すれば(S 1 6)、実験ファイルの 作成が終了されたか否かが判定される(S 1 7)。ここで、実験ファイ ルの作成が終了されたと判定されなければ、さらに実験ファイルを作成 10 するために、再びS 1 3 に移行する。

一方、S17で実験ファイルの作成が終了されたと判定されれば、実行ファイルの作成が終了されたか否かが判定される(S18)。ここで、実行ファイルの作成が終了されたと判定されれば、図25に示すS2に移行し、実行JOBの登録のサブルーチンを実行する。このサブルーチンとになる。

また、S18で、実行ファイルの作成が終了されたと判定されなければ、S12に移行する。

ここで、上記S12にて実験ファイルの作成が選択されない場合について、図27のフローチャートを参照しながら以下に説明する。

20 先ず、実験ファイルの作成という項目を選択しない場合、初期画面から、環境ファイルを作成する項目が選択されたか否かが判定される(S19)。ここで、環境ファイルの作成が選択されたと判定されなければ、S21に移行する。一方、環境ファイルの作成が選択されたと判定されれば、環境ファイルの作成が行われる。そして、この環境ファイルの作

成が終了すれば、S21に移行する(S20)。

S21では、上記初期画面から試薬溶媒名の登録という項目が選択されたか否かが判定される。ここで、試薬溶媒名の登録が選択されたと判定されなければ、S23に移行する。一方、S21で試薬溶媒名の登録を選択されたと判定されれば、試薬溶媒名の登録が行われる。そして、試薬溶媒名の登録が終了すれば(S22)、再び実験ファイルの作成が選択されたか否かが判定される(S23)。

S23で、実験ファイルの作成が選択されたと判定されなければ、S 19に移行し、環境ファイルの作成が選択されたか否かが判定される。

10 一方、S23で、実験ファイルの作成が選択されたと判定されれば、図26に示すS13に移行する。

このようにして、合成反応の実験数および実験条件の数だけ実行ファ イルが作成される。

次に、図25に示す実行JOBの登録のサブルーチンについて図28 15 に示すフローチャートを参照しながら以下に説明する。

先ず、上述した実行ファイルの作成サブルーチンによって作成された 実行ファイルの選択が行われる(S31)。

次いで、選択した実行ファイルが読み込まれる(S 3 2)。このとき、 読み込まれた実行ファイルから、合成実験自動化システムの環境値のチ 20 ェック、シーケンスのパラメータチェック、使用機器の確認、使用系列 の配置の確認等が行われる。そして、読み込んだ実行ファイルに異常が なければ、上記実行ファイルが実際に行う合成実験を実行するための実 行JOBとして登録される(S 3 3)。

そして、実行JOBの登録が終了されたか否かを判定する(S34)。

ここで、所望する実験数の実行ファイルが、実行JOBとして全て登録された場合には、実行JOBの登録を終了して、図25に示すS3に移行する。一方、所望する実験数の実行ファイルが実行JOBとして登録されていなれば、S31に移行する。

5 このようにして、実行JOBが合成反応の実験数および実験条件の数 だけ登録される。

次に、図25に示すエラー処理におけるサブルーチンについて、図29に示すフローチャートを参照しながら以下に説明する。本合成実験自動化システムでは、システムがエラーを検知した場合、そのエラーがどのような種類のエラーであるのかを認識し、そのエラーの種類によって所定の処理が行われる。

先ず、システムにダメージを与えるエラー、例えば異常な負荷、異常な電流等により生じるエラーか否かを判定する(S41)。ここで、そのようなシステムにダメージを与えるようなエラーであれば、プレカー を落とす等してシステムの元の電源を切る(S42)。そして、エラー処理を終了する。

また、S41で、発生したエラーがシステムにダメージを与えるエラーでなければ、次に、実験進行が不可能なエラー、例えばロボット8の 走行エラー等の故障により生じるエラーか否かを判定する(S43)。

20 ここで、実験進行が不可能なエラーであれば、合成実験自動化システム の全装置を初期化して、システムをシャットダウンする(S44)。そ して、ここで検出したエラーの内容をロギングし、エラー処理を終了す る(S45)。

一方、S43で、実験進行が不可能なエラーでなければ、続行可能な

実験について続行可能な処理を行う(S 4 6)。そして、ここで検出したエラーの内容をロギングし、エラー処理を終了する(S 4 7)。

上記のようなエラー処理を行った後は、エラー内容をチェックして、 そのエラー内容に基づいて合成実験自動化システムを再点検して、次の 実験に備える。

このように、本願の合成実験自動化システムでは、合成反応が行われている間、常に反応システム内の各機器とコンピュータ9とが通信しているので、エラー発生等の異常時にはエラー処理用のプログラム(図29)を実行すればエラーを回避することができる。しかも、本合成実験10自動化システムでは、上述のように、実行ファイルの作成および実行JOBの登録段階においても異常を検出して、その異常を回避するようになっている。したがって、本願によれば、安全で確実な実験ができる合成実験自動化システムを提供することができる。

また、上記構成の合成実験自動化システムによれば、コンピュータ 9 15 によって反応システム内の装置の動作が実験条件毎に制御されるので、 反応装置 3 内の複数の温調ユニット 3 0 をそれぞれ異なる実験条件で作 動させることができる。

例えば、上記反応装置3の各温調ユニット30には、それぞれ異なる 温度設定が可能な温度調整手段が設けられ、上記温度調整手段の温度調 20 整動作は、上記コンピュータ9により各実験条件に基づいて制御されて いる。これにより、本合成実験自動化システムでは、複数の異なる温度 条件で合成反応が同時に行える。さらに、温調ユニット30には複数の 合成反応容器15が収納可能なので、さらに多くの実験条件の異なる反 応を同時に行わせることができる。 また、ロボット 8 の搬送載置動作も上記コンピュータ 9 によって制御されているので、ロボット 8 は、実験条件に基づいて反応システム内でロボット 8 を搬送するようになる。これにより、ロボット 8 の行動範囲に上記反応システムの各装置を配置することができるので、合成実験自動化システムの拡張性を向上させることができる。

さらに、上記ロボットの搬送載置動作および上記反応システム内の装置の動作が、合成反応の実験条件毎に制御されているので、種々の反応 に対応させることができ、反応プロセスの組み合わせが自由になる。これによって、システムの柔軟性を向上させることができる。

10 上記のように複数の実験を同時に行うためには、例えばコンピュータ 9が、上記反応システムにおける合成反応手順を、各実験毎に設定すれ ば良い。

また、本願の合成実験自動化システムに使用されるロボット 8 は、拡張可能な走行用レール 1 1 0 上を走行するようになっている。これにより、この走行用レール 1 1 0 に沿って反応システムの各装置を配置すれば、ロボット 8 による反応容器の搬送を効率良く行うことができる。しかも、上記の走行用レール 1 1 0 は拡張可能なので、レール 1 1 0 を増設するだけで容易にシステムの拡張を行うことができる。

尚、本実施の形態では、合成実験自動化システムに配置される機器、 20 即ち反応システムを構成する機器として、反応容器ラック1、分注・分 液装置2、反応装置3、振とう装置4、分析前処理装置5、ガスクロマ トグラフ6、液体クロマトグラフ7を用いているが、これに、図1に示 すように、濃縮装置150を載置しても良い。また、ロボット走行用レ ール110を延長することによって、さらに他の機器を配置しても良い。 以上の説明では、本願発明の一例を示したにすぎず、本願の請求項に 記載の技術思想を反映させ得るものであれば、どのような合成実験自動 化システムにも適用することができる。

続いて、上述したように、上記構成の合成実験自動化システムで使用されている分注・分液装置2の分液機能のみの代替装置としての分液処理装置について、以下に説明する。尚、以下に示す分液処理装置は、合成実験自動化システムに好適に用いられるが、単独で用いても良い。

上記分液処理装置は、図30に示すように、読取手段としてのCCD (charge coupled device) カメラ301と、センサ本体302と、溶液10 抜取手段としての液抜取装置303と、コンピュータ304とで構成されている。尚、上記分液処理装置のうち、液抜取装置303を除く、CCDカメラ301、センサ本体302、コンピュータ304で液面・界面位置検出装置を構成している。

上記CCDカメラ301は、合成実験自動化システム内に配置された 15 検査台305の一端部側にジャッキ306を介して載置されている。つまり、上記CCDカメラ301は、ジャッキ306によって検査台305に対して垂直な方向、即ち上下方向に移動させることができるようになっている。これにより、CCDカメラ301は、適切な位置で、観察対象物を的確に読み取ることができる。

20 上記検査台305の他端部側には、蛍光板308が該検査台305に対して垂直に載置され、この蛍光板308とCCDカメラ301との間にサンプル瓶307が載置されている。つまり、CCDカメラ301は、蛍光板308によって背面側から照らされたサンプル瓶307を観察対象物である画像として読み取るようになっている。

上記サンプル瓶307は、100ccのサンプル管からなり、層分離 された相溶しない2種類の溶液A・Bからなる溶液相が収納されている。 即ち、サンプル瓶307には、2種類の溶液A・Bが2層に分離した状 態で収納されている。このサンプル瓶307は、ロボット8(図1)が 運搬しやすように、略円筒形状となっている。

上記CCDカメラ301の画素数は、例えば図31に示すように、X 軸方向は500画素、Y軸方向は480画素の合計24万画素である。 サンプル瓶307を読み取った場合には、上層の溶液Aの液面307a、 上層の溶液Aと下層の溶液Bとの間に形成される界面307bを座標で 10 表すようになっている。ここで、サンプル瓶307は、円筒状であるの・ で、底面積を一定と考え、液面307aと界面307bとの座標を高さ のみで液面、界面の座標位置を表すものとする。これにより、液面30 7aおよび界面307bの座標が分かれば、溶液Aおよび溶液Bの容量 を容易に算出することができる。ちなみに、液面307aのY座標はy 15 1, 界面307bのY座標はy2で表す。

上記CCDカメラ301は、図30に示すように、カメラコード30 9によってセンサ本体302に接続されており、読み取った画像をセン サ本体302に転送するようになっている。尚、センサ本体302の詳 細は、後述する。

20 上記センサ本体302は、モニタケーブル310によってモニタ31 1に接続されている。このモニタ311は、上記CCDカメラ301で 読み取った画像をリアルタイムで表示するようになっている。

上記モニタ311は、9型の白黒モニタ(株式会社キーエンス製、型 式OP-26171)が使用され、CCDカメラ301で読み取った画

像を白黒画像で表示するようになっている。

また、センサ本体302は、第1RS-232Cケーブル312によりコンピュータ304に接続されており、CCDカメラ301で読み取ったデータをコンピュータ304に送信するようになっている。尚、コンピュータ304の詳細は、後述する。但し、このコンピュータ304は、本分液処理装置を図1に示す合成実験自動化システムに適用る場合には、コンピュータ9に置き変わるものとする。

コンピュータ304は、第2RS-232Cケープル313によって 液抜取装置303が接続されており、所定の処理を施されたデータを送 10 信するようになっている。

上記液抜取装置303は、シリンジポンプ314、後述するニードル316を上下に駆動させるためのステッピングモータ(図示せず)、およびニードル316を前後に移動させる駆動モータ(図示せず)が設けられており、これらのポンプおよびモータはコンピュータ304からのプラータに基づいて駆動制御されるようになっている。

シリンジポンプ314には、ニードル支持体315を介してニードル316が接続されており、サンプル瓶307に挿入されたニードル316から溶液を吸い上げるようになっている。そして、駆動モータにより、ニードル316はニードル支持体315を介して、矢印X・Y方向、即50ち前後方向に移動されると共に、ステッピングモータにより、ニードル316を矢印Z・W方向、即ち上下方向に移動されるようになっている。上記ニードル316は、コンピュータ304からのデータに基づいて駆動される。このニードル316の動作については後述する。

ここでは、サンプル瓶307の溶液A・Bのうち、先ず溶液Aを抜き

取る状態を示している。ニードル316は、サンプル瓶307内の溶液 Aを抜取り、容量30ccのサンプル管317に移動して、そこで溶液 Aを排出する。尚、溶液Bを抜き取る場合には、ニードル316はサンプル瓶307の底部まで降ろされるが、このとき攪拌に用いたマグネチックスターラ318が邪魔をしないように、該マグネッチクスターラ318はサンプル瓶307の側面に配された磁石319によってサンプル瓶307の側面に移動、固定された状態となっている。

5

ここで、上記センサ本体302およびコンピュータ304について以下に説明する。

10 上記センサ本体 3 0 2 は、図 3 2 に示すように、送受信管理部 3 2 1 と、液面・界面位置検出部 3 2 2 とで構成されている。また、コンピュータ 3 0 4 は、送受信管理部 3 4 1 と、ファイル登録部 3 4 2 と、信頼度判定部 3 4 3 と、ピクセル/パルス変換部 3 4 4 とで構成されている。

以上のことから、上記センサ本体302とコンピュータ304とで、

15 層分離された相溶しない 2 種類の溶液からなる溶液相の液面および界面 の位置を検出する位置検出手段を構成している。

まず、上記センサ本体 3 0 2 について説明すると、上記送受信管理部 3 2 1 は、CCDカメラ 3 0 1 からの画像データを受信し、その画像データをモニタ 3 1 1 に送信する一方、液面・界面位置検出部(位置算出 20 部)3 2 2 に送信するようになっている。

また、送受信管理部321は、コンピュータ304からの分液イメージファイル(画像パターン)を受信し、この分液イメージファイルを液面・界面位置検出部322に送信すると共に、液面・界面位置検出部322から送信されたデータをコンピュータ304の送受信管理部341

に送信するようになっている。ここで、送受信管理部 3 4 1 に送信されるデータは、液面・界面座標をピクセル単位の値で示したデータである。

上記液面・界面位置検出部322は、送受信管理部321から送信されたCCDカメラ301によって読み取られた画像データと、分液イメージファイルとに基づいて、CCDカメラ301の被写体であるサンプル瓶307における液面位置および界面位置座標を求め、この液面位置および界面位置座標を再び送受信管理部321に送信するようになっている。尚、この液面・界面位置検出部322の詳細については、後述する。

10 次に、コンピュータ304について説明すると、上記送受信管理部341は、ファイル登録部342に登録されている分液イメージファイルを読みだして、この分液イメージファイルをセンサ本体302の送受信管理部321に送信する一方、液面・界面座標を要求する信号をセンサ本体302の送受信管理部321に送信するようになっている。尚、送受信管理部341は、一つのサンプル瓶307における画像データの液面・界面座標を検出する際に、液面・界面座標の要求を複数回行う。この要求回数は、任意に設定できるものとする。

そして、上記送受信管理部341は、センサ本体302の送受信管理部321から送信された液面・界面座標のデータを信頼度判定部343 20 に送信するようになっている。

信頼度判定部343は、センサ本体2から送受信管理部341に送信された液面・界面座標が、信頼できるものであるかを判定し、その信頼度を示す信号を再び送受信管理部341に送信するようになっている。この信頼度は、センサ本体302によって検出された液面・界面の座標

が、実際のサンプル瓶307において妥当な値であるか否かを判定した 結果を表すものである。

また、送受信管理部 3 4 1 は、同一サンプル瓶 3 0 7 内の溶液に対して、複数回の液面・界面座標の要求を行うようになっている。この要求に伴って、信頼度判定部 3 4 3 には、同一サンプル瓶 3 0 7 に対する複数回分の液面・界面の座標データが入力されることになる。

そして、信頼度判定部343では、返信された同一サンプル瓶307 内の溶液に対する液面・界面の座標値が、所定の範囲内で所定の回数だ け繰り返された場合に、そのデータは信頼できるものであると判定し、 10 その信号を出力するようになっている。尚、上記の範囲および回数は、 任意に設定できるものとする。

したがって、送受信管理部341は、信頼度判定部343からの信頼 度の信号が、信頼できるものであることを示すものであれば、送受信管 理部321から送信された液面・界面の座標に相当するピクセル数に相 15 当するデータ(ピクセルデータ)をピクセル/パルス変換部344に送 信する。

上記ピクセル/パルス変換部 3 4 4 は、送信されたピクセルデータから、上述したニードル 3 1 6 を上下動作させるためのステッピングモータのパルス数に変換し、このパルス数に相当するデータ(パルスデータ 20)を送受信管理部 3 4 1 に送信するようになっている。

そして、送受信管理部 3 4 1 は、ピクセル/パルス変換部 3 4 4 から 送信されたパルスデータを液抜取装置 3 0 3 に送信する。

ここで、液面・界面位置の検出処理について具体的に説明する。 まず、ファイル登録部342について以下に説明する。

上記ファイル登録部342には、分液イメージファイルとして、図31に示すように、サンプル瓶307の液面307a近傍の領域の液面領域Deと、界面307b近傍の領域の界面領域Dkとが複数種類登録されている。即ち、液面近傍領域のイメージと、界面近傍領域のイメージとがファイル登録部342に登録されている。

上記液面領域Deおよび界面領域Dkに対応するデータには、サンプル瓶307と同じ大きさのサンプル瓶に収納された2種類の溶液の液面の座標値y1および界面の座標値y2、および溶液の全体の量と分液されたときの各溶液の割合、各溶液の色等の情報が含まれている。

10 そして、ファイル登録部 3 4 2 には、約 1 6 0 種類の分液イメージファイルが収納されており、これらを逐次、送受信管理部 3 4 1 を介してセンサ本体 3 0 2 に送信するようになっている。

尚、ファイル登録部342における分液イメージファイルの登録数は、少なくとも2種類、即ち液面領域Deのデータと、界面領域Dkのデー15 夕とがそれぞれ1つずつあれば良い。また、イメージファイルの登録数が多くなりすぎると、液面・界面の位置検出処理のための時間が長くなるので好ましくない。このため、ファイル登録部342における分液イメージファイルの登録数は、合成反応の種類、即ち分離しようとする溶液の種類や、処理時間等の関係によって適宜設定すれば良い。

20 次に、液面・界面位置検出部322について詳細に説明する。尚、液面・界面位置検出部322は、液面座標と界面座標とを別々の分液イメージファイルによって検出するが、便宜上、液面座標と界面座標とのどちらにも当てはまる場合には、液面座標と界面座標とを特定せずに、サンプル座標値と称して説明する。

上記液面・界面位置検出部322は、上記ファイル登録部342に登録されている分液イメージファイルを基準に、実際にサンプル瓶307 内に収納された溶液のサンプル座標値を検出する。即ち、センサ本体302は、分液イメージファイルに基づいて、サンプル座標値をサーチする。

このとき、分液イメージファイルが、サンプル座標値に近い、即ち予め設定した液面領域あるいは界面領域の所定範囲内にあれば、該分液イメージファイルに含まれる座標値 y 1 あるいは y 2 に基づいてサンプル 座標値を正確に算出する。

10 また、分液イメージファイルが、サンプル座標値から外れていれば、 即ち予め設定した液面領域あるいは界面領域の所定範囲外にあれば、デ タラメな数値を算出する。

そして、液面・界面位置検出部322は、検出した値を送受信管理部321を介してコンピュータ304に送信する。

15 以上の動作を一つのサンプル瓶 3 0 7 について、複数回繰り返し、検 出したデータをその都度コンピュータ 3 0 4 に送信する。

上記構成の分液処理装置における分液処理の流れについて、図30、図33および図34を参照しながら以下に説明する。

はじめに、液面・界面座標の検出処理について図34のフローチャー 20 トを参照しながら説明する。尚、CCDカメラ301によって読み取られる2層に分液した溶液相が収納されたサンプル瓶307を、ターゲットサンプルと称する。

まず、図示しないロボットが、ターゲットサンプルを、センサ本体 3 0 2 の前にセットする (S 5 1)。

そして、コンピュータ304は、予め登録した分液イメージファイルをセンサ本体302に送信する(S52)。

続いて、センサ本体 3 0 2 は、ターゲットサンプルの液面・界面をサーチする (S 5 3)。即ち、センサ本体 3 0 2 は、受信したイメージファイルを基準に、ターゲットサンプルの液面・界面のパターンをサーチする。

次いで、コンピュータ304は、ターゲットサンプルの液面・界面の 座標値を要求する(S54)。ここで、一つのターゲットサンプルに対 して、液面・界面の座標値を要求をN(N>1)回行うこととする。

10 そして、センサ本体 3 0 2 は、液面・界面の座標値をコンピュータ 3 0 4 に返信する(S 5 5)。即ち、センサ本体 3 0 2 は、S 5 5 におけるコンピュータ 3 0 4 からの要求にしたがって、ターゲットサンプルの液面および界面の位置を、該センサ本体 3 0 2 に接続されたモニタ 3 1 1 上の座標値で表したデータとしてコンピュータ 3 0 4 に返信する。このとき、センサ本体 3 0 2 からコンピュータ 3 0 4 に返信される回数は、コンピュータ 3 0 4 がセンサ本体 3 0 2 に対して行う要求回数Nと同じである。

次いで、コンピュータ 3 0 4 は、同一のターゲットサンプルに対する センサ本体 3 0 2 からの液面・界面の座標値の返信回数 n (n > 1)が 設定の回数、即ちN (N > 1)回行われたか否かを判定する(S 5 6)。 ここで、nがNに達していなければ、S 5 4 に移行する。

一方、S 5 6 で n が N に達していれば、コンピュータ 3 0 4 は、返信された N 個の座標値の全てが、予め設定した値の範囲内に存在するか否かを判定する(S 5 7)。

S57で、N個の座標値の全てが、予め設定した範囲内にあれば、再現性が良好であり、コンピュータ304に返信された座標値は信頼できると判断され、この座標値に基づいて液抜取り処理が施される(S58)。ここで、上記の座標値は、コンピュータ304から送られた分液イメージファイルを基準に、サーチして得られた値であり、センサ本体302の液面・界面位置検出部322によって検出された値である。尚、上記液抜取り処理については、後述する。

一方、S 5 7 で、N個の座標値の全てが、予め設定した範囲内になけばれ、再現性が良くないと判断される。つまり、ターゲットファイルに 10 対する分液イメージファイルが適当なものでないと判断される。

この結果、コンピュータ304は、他の分液イメージファイルが登録されているか否かを判断する(S59)。ここで、他の分液イメージファイルが登録されていると判断すれば、S53に移行して、その分液イメージファイルに基づいて、ターゲットサンプルの液面・界面をサーチ15 する。

また、S 5 9で、他の分液イメージファイルが登録されていないと判断されれば、液抜取りを中止する(S 6 0)。即ち、登録された何れの分液イメージファイルによっても、再現性のない値がでるのであれば、界面が不明確であるとみなして、液抜取装置 3 0 3 による液抜取り操作を行わないように、コンピュータ 3 0 4 は液抜取装置 3 0 3 に中止の指示を出す。

次に、液抜取り処理の流れについて、図34に示すフローチャートを 参照しながら以下に説明する。

先ず、図33に示すフローチャートのS57において得られた再現性

の良い座標値からターゲットサンプルの液面および界面の y 座標を求める (S 6 1)。即ち、コンピュータ 3 0 4 は、座標値のうち、値の大きいものを液面の y 座標 (y 1) とし、他方を界面の y 座標 (y 2) とみなす。

5 次に、上記の液面座標値 y 1 と界面座標値 y 2 とから、各層の液量を 求める(S 6 2)。

続いて、上記の各 y 座標値をパルス数に変換し、この信号をニードル 3 1 6 を上下動作させるステッピングモータに送信する(S 6 3)。

そして、液抜取装置303は、容器(サンプル瓶307)内の溶液を10 抜き取る(S64)。即ち、液抜取装置303に備えられたステッピングモータは、送信されたパルス数に応じてニードル316を駆動させて、サンプル瓶307内の上層あるいは下層を抜取り、別容器に移す。

上記の画像処理による溶液相の液面・界面位置の検出、特に界面位置 の検出は、主に、各溶液の色の違いを分液イメージサンプルをもとにサ 15 ーチすることによって行っていたが、例えば溶液相内の各溶液の色の違 いが殆どない場合には、界面の検出を正確にできない虞がある。

そこで、溶液の屈折率の違いを利用して、溶液相の界面を検出する方法として、例えば図35に示すように、蛍光板308上に、サンプル瓶307の液面307aおよび界面307bに垂直な均一な幅の色付きテープ351を配設し、サンプル瓶307を通して色付きテープ351を見た場合の屈折率の違いにより液面307aおよび界面307bを確認できるようにする方法がある。

図35では、サンプル瓶307内の溶液Aの屈折率は空気の屈折率よりも小さいので、溶液Aを通して見える色付きテープ351の幅は実際

のものよりも狭くなっている。一方、サンプル瓶307内の溶液Bの屈 折率は空気の屈折率よりも大きいので、溶液Bを通して見える色付きテ ープ351の幅は実際のものよりも広くなっている。

このように、溶液相内の溶液の屈折率の違いにより液面および界面を 検出するようにすれば、溶液相内の各溶液の色の違いが殆どないような 場合において、効果的であることが分かる。

なお、上記色付きテープ351は、サンプル瓶7に収納される溶液の色と異なる色で着色されていれば良く、特に限定すれるものではない。また、色付きテープ351は、サンプル瓶307内の溶液相の液面307aおよび界面307bに対して垂直に配置される必要はなく、各溶液の屈折率の違いが分かる程度に、該液面307a・界面307bに交差して配置されていれば良い。

このように、上述した構成の分液処理装置では、CCDカメラ301 が読み取った溶液相の画像から、サンプル瓶307における液面307 aと界面307bとを、自動的に検出することができるので、有機合成 反応を自動的に行う装置において、好適に使用することができる。これ により、有機合成反応を自動的に行う装置の完全自動化を図ることができる。

また、サンプル瓶307の収納された溶液相の液面307aと界面3 20 07bとを、ファイル登録部342に登録された分液イメージファイル の中から近似して、この近似した値に基づいて求めるようになっている ので、位置検出を迅速且つ正確に行うことができる。

さらに、上記構成の分液処理装置の液抜取装置303は、検出された 液面307aおよび界面307bから、サンプル瓶307内の溶液相中 の上下層の各溶液量を算出し、上下層の各溶液を抜き取るようになって いるので、溶液の抜取りの自動化を図ることができる。この結果、上記 分液処理装置は、合成実験自動化システムにおいて好適に使用される。

上記構成の分液処理装置では、液面307aおよび界面307bからサンプル瓶307内の溶液Aおよび溶液Bの体積を算出し、この体積に基づいて、ニードル316の駆動量が計算され、各溶液を抜き取るようになっていた。この場合、サンプル瓶307の形状および大きさが常に一定であることが必要である。

尚、上記の分液処理装置を利用して分液する方法としては、液面30 7 a および界面307 b からサンプル瓶307 内の溶液A および溶液B の体積を求めて溶液を抽出する方法の他に、液面307 a と界面307 b の容器の底面からの高さ情報により容器内の溶液を抽出する方法がある。

この方法では、サンプル瓶307の溶液相の液面307aと界面30 7bの高さ情報から、ニードル316の駆動を制御して溶液を抜き取るようになっている。このとき、液面307aおよび界面307bの座標値は、常に検出され、この座標値を液抜取装置303に送信している。そして、液面307aの座標値が界面307bの座標値の所定の範囲内まで到達すれば、サンプル瓶307内の上層の溶液Aの抜取りを中断す20る。

このようにして、サンプル瓶307の溶液相の液面307aと界面307bの高さ情報から、サンプル瓶307内の溶液A・Bを分液するようになっている。

以上の方法によれば、サンプル瓶307の形状を限定しなくても良く、

広い範囲で本発明の分液処理装置を適用することができる。

上記構成の分液処理装置で用いたCCDカメラ301としては、株式会社キーエンス製の型式CV-C1を用い、センサ本体302としては、株式会社キーエンス製の型式CV-100を用いた。また、本分液処理 5 装置の制御プログラムは、例えばOS(operating system)としてWINDOWS(登録商標)95上で動作するように作成した。それゆえ、コンピュータ304としては、WINDOWS(登録商標)95が動作するコンピュータであれば良い。尚、本願発明は、上記OSに限定されず、他のOSにも適用できる。この場合、使用するOS上でプログラム が動作するように適宜変更すれば良い。

尚、本発明は、本実施の形態における種々の構成に限定されないものとする。

続いて、図1に示す合成実験自動化システム内の反応装置3において使用される反応容器、即ち、図9に示すように、合成反応容器15上部 側がシールキャップ49を介して、試薬注入と冷却との為の円筒部材54で覆われた反応容器の替わりに使用可能な反応容器について以下に説明する。尚、本反応容器は、上述の合成実験自動化システムに好適に使用されるが、単独で用いても良い。

上記反応容器は、図36に示すように、容器401(容器部)と、該 20 容器401の上部に設置される注入管402とから構成されている。

上記容器 4 0 1 は、例えば、円筒状のガラス管からできており、その容量は約 1 0 0 m 1 であるとする。

上記注入管402は、図37に示すように、内管403と外管404 とからなる二重構造となっており、内管403および外管404は、管 内の通路が互いに完全に分離されている。そして、上記内管 4 0 3 には、その上部に試薬注入口 4 0 3 a (上部口)が設けられており、下部には 試薬滴下口 4 0 3 b (下部口)が設けられており、上部付近の管壁には 気体流入口 4 0 3 c が設けられている。また、上記外管 4 0 4 の管壁に は、その上下部分に冷却媒体供給口 4 0 4 a と冷却媒体排出口 4 0 4 b とが設けられている。

上記反応容器を用いて試薬C(第1の試薬)および試薬D(第2の試薬)の反応を行う場合には、容器1に試薬Cが予め入れられており、該容器401の上部に差し込まれた注入管402より試薬Dが該容器40 101内に注入される。このとき試薬Dは、上記注入管402の試薬注入口403aより注入され、内管403の通路管内を通って、試薬滴下口403bから容器401内に注入される。

尚、試薬C、Dは操作上の説明のために便宜的に用いた用語であって、 必ずしもそれぞれ単独の化合物を意味するものではなく、場合によって 15 は2種類以上の化合物が混合されていることもある。また、試薬C、D はそれぞれ反応溶媒に混合されていてもよいし、予め反応溶媒が容器 4 01中に入れられていることもある。

こうして上記容器 4 0 1 内で試薬 C と試薬 D とが混合されることにより反応が生じるが、反応を加熱下に行う場合には、容器 4 0 1 を加熱す 20 るための加熱装置が設けられる。ここでは、上記加熱装置としては、図3 6 に示すように、図 7 に示すアルミブロック 3 6 と同様の構造のアルミブロック恒温槽 4 0 5 は、図示しない加熱部によって容器 4 0 1 を加熱すると共に、該アルミブロック恒温槽 4 0 5 は、図示しない加熱部によって容器 4 0 1 を加熱すると共に、該アルミブロック恒温槽 4 0 5 内部に形成された穴部 4 0 5 a に、例えば

エチレングリコールと水とを混合した冷却水を通し、冷却を行うことができる。これにより、上記アルミブロック恒温槽405は、容器401を一定温度に保ちながら加熱することができる。尚、容器401の加熱方法については、これに限定されるものではない。

5 また、こうした加熱が行われる場合、あるいは発熱反応による場合、容器401中の反応原料、反応生成物、あるいは反応溶媒などが熱によって蒸発し、注入管402の内管403を通って大気中に逃げようとする。これを防止するために、外管404の管壁下部に設けられた冷却媒体供給口404aより冷却媒体を供給し、内管403と外管404との間を流通させて、冷却媒体排出口404bより排出することにより、内管403の管壁を冷却し、該内管403を通る蒸発成分を液化させて、容器401内に戻すことが行われる。

また、このような反応において、反応系が直接大気と接触するのを避けるために、大気との接触部である注入管上部を大気と遮断して反応系をシールする必要の生じる場合がある。かかるシール目的のために、内管3の気体流入口403cから不活性気体を供給し、試薬注入口403aより大気中へ放出させる。これにより、内管403内の上部が、流通する不活性気体で充満され、反応系が不活性気体により大気と遮断されてシールされたことと同じになる。尚、気体流入口403cより供給される不活性気体は窒素が代表的であり、本実施の形態においても窒素を使用しているが、反応に不活性であればこれに限定されるものではなく、アルゴン、ヘリウム、炭酸ガスなどの他の不活性気体が用いられてもよい。

尚、反応にあたっては攪拌が行われるのが普通であるが、本実施の形

態では、容器401内にマグネチックスターラ406(図36参照)が 入れられており、該マグネチックスターラ406の回転によって容器4 01内の攪拌が行われている。

上記の反応容器は、容器401と注入管402とから構成され、注入5 管402において、内管403、試薬注入口403aおよび試薬滴下口403bにより試薬注入部が構成され、内管403、外管404、冷却媒体供給口404aおよび冷却媒体排出口404bにより冷却部が構成され、内管403、気体流入口403cおよび試薬注入口403aによりシール部が構成されている。

10 そして、上記試薬注入部、冷却部およびシール部は、注入管 4 0 2 に おいて 1 つにまとめられており、これによって、試薬を反応させる場合 の反応容器をコンパクトに形成することができる。

また、上記構成の反応容器では、上記試薬注入部、冷却部およびシール部が1つの部材にまとめられているため、反応容器の組み立ての際に、 15 従来のような煩雑さがなくなる。これは、特に、上記反応実験を自動化された装置(合成実験自動化システム)によって行う場合に大きな利点となる。

上記構成の反応装置を、上述の合成実験自動化システムにおいて用いる場合、さらに、以下に述べる構成を有していることが望ましい。

20 すなわち、試薬 C が予め入れられた容器 4 0 1 は、移動中に試薬 C が こぼれたり揮散するのを防ぐために該容器 4 0 1 の開口部が、図 3 8 (a) (b) に示すような蓋 (セプタム) 4 0 7 によってシールされている。上記蓋 4 0 7 は、例えば、ポリエチレン等からなる円筒形状のキャップ部 4 0 7 a の一方の底面が、厚さ約 2 μmの極めて薄いテフロンシ

ート407bでシールされたものである。そして、上記容器401に試薬Dを注入するときには、注入管402の試薬滴下口403b部が上記テフロンシートを破って該容器1に差し込まれる(図36参照)。

これにより、合成実験自動化システムにおける反応容器の組み立て時 に、容器 4 0 1 から蓋 4 0 7 を取り外す必要がなく、反応容器の組み立 てが極めて容易なものとなる。

また、合成実験自動化システムにおいて試薬Dの注入を行う場合には、 注入管402の内管403の通路内に細管状のニードル408(図36 参照)が挿入され、該ニードル408の細管内を通って試薬Dが注加さ 10 れる。このため、注入管402の試薬注入口403aには、上記ニード ル408を確実に内管403の通路内に案内するための漏斗形状のガイ ド部403dが設けられていれば、さらに好適である。

さらに、上記反応容器の使用方法は上述の方法に限定されるものではなく、以下に示すような使用も可能である。例えば、図37に示す気体 15 流入口403cを不活性気体の供給に用いる代わりに、該気体流入口4 03cにトラップを経由してポンプを接続する。これにより、例えば、 反応によって有毒ガスが発生する場合などに、上記気体流入口403c を通じて上記ポンプによる吸引を行えば、発生した有毒ガスが試薬注入 口403aより大気中に放出されるのを防止することができる。

20 尚、上記反応容器では、容器 4 0 1 の形状は、合成実験自動化システムに用いた場合、ロボットが運搬し易いように円筒状となっているが、本発明はこれに限定されるものではない。もちろん、容器 4 0 1 の容量および材質に関しても限定されるものではない。

尚、発明を実施するための最良の形態の項においてなした具体的な実施態様または実施例は、あくまでも、本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのような具体例にのみ限定して狭義に解釈されるべきものではなく、本発明の精神と次に記載する特許請求の範囲内で、いろいろと変更して実施することができるものである。

産業上の利用可能性

20

本発明の合成実験自動化システムによれば、コンピュータによって反応システム内の装置の動作が各合成反応の実験条件毎に制御されるので、10 反応装置内の複数の反応部をそれぞれ異なる実験条件で作動させることができる。例えば、上記反応装置の各反応部に、それぞれ異なる温度設定が可能な温度調整手段を設け、上記温度調整手段の温度調整動作を、上記コンピュータにより制御すれば、複数の異なる温度条件で合成反応が同時に行える。

15 さらに、反応部には複数の反応容器が収納可能なので、さらに多くの 実験条件の異なる合成反応を同時に行わせることができる。

また、ロボットの反応容器の搬送載置動作も上記コンピュータによって制御されているので、ロボットは、各合成反応の実験条件に基づいて反応システム内で反応容器を搬送するようになる。これにより、ロボットの行動範囲に上記反応システムの各装置を配置するだけで、容易に合成実験自動化システムを拡張することができる。

さらに、上記ロボットの搬送載置動作および上記反応システム内の装置の動作が、合成反応の実験条件毎に制御されているので、種々の合成 反応に柔軟に対応させることができ、反応プロセスの組み合わせが自由 になる。これによってもシステムの柔軟性を向上させることができる。

上記のように複数の実験を同時に行うためには、例えばコンピュータが、上記反応システムで実行される合成反応手順を、合成反応の各実験 毎に設定すれば良い。

5 また、上記の反応システムは、さらに、上記反応装置で合成反応終了 直後の反応容器を、上記実験条件に基づいて設定された条件で振とうす る振とう装置と、上記振とう装置で振とうされた反応容器内の反応溶液 から指定された溶液を分液する分液処理装置とを含んでも良い。この場 合、振とう装置と分液処理装置とをロボットの行動範囲内に配置するこ 10 とで、反応システム内で合成反応の各実験条件に基づいて作動させるこ とができる。

また、本発明の合成実験自動化システムによれば、反応容器を振とうするための振とう装置に、反応によって発生するガスを排出するためのガス抜き機構を有することで、反応後の溶液を振とうした場合に発生するガスによる容器の破損を防止することができる。しかも、振とう装置の蓋部の反応容器側面部を洗浄する洗浄部を備えていることで、該蓋部が次の実験に使用された場合に、その反応溶液と前の実験の反応溶液とが混ざらないようにすることができる。

さらに、本発明の合成実験自動化システムによれば、分層された反応 20 液の界面が、それぞれの層の電気伝導度の差により検出されるので、反 応液の光の屈折率の差から上記反応液の界面を認識する場合のように、 屈折率検知センサ等で外部から光走査する必要がないので、装置の大型 化を防止することができる。

このとき、上記検出器の検出結果に基づいて、反応溶液から分層され

た溶液の一方を抽出する抽出手段によって、反応液の分液を行えば良い。 さらに、本発明の合成実験自動化システムによれば、ロボットは、拡 張可能なレール上を走行することで、このレールに沿って反応システム の各装置を配置すれば、ロボットによる反応容器の搬送を効率良く行う ことができる。しかも、上記のレールは拡張可能なので、レールを増設 するだけで容易にシステムの拡張を行うことができる。したがって、合 成反応に使用される種々の装置を自由に配置できるので、種々の合成反 応の実験条件に対応させることが可能な拡張性に富む合成実験自動化シ ステムを提供することがきる。

10 また、本発明の分液処理装置によれば、位置検出手段は、層分離された相溶しない2種類の溶液からなる溶液相の画像から、液面位置と界面位置とを検出するようになっているので、液面位置および界面位置の検出動作を自動的に行うことが可能となる。

そして、溶液抜取手段は、上記位置検出手段による結果に基づいて、 5 即ち位置検出手段によって検出された液面位置および界面位置から、上 下層の各溶液量を算出し、上下層の各溶液のいずれか一方または両方を 抜き取るようになっているので、溶液の抜取りの自動化を図ることがで きる。

このように、読取手段が読み取った溶液相の画像から、液面位置と界 の 面位置とを、位置検出手段によって自動的に検出し、さらにこの位置検 出手段の検出結果に基づいて、溶液相中の各溶液を自動的に抜き取るこ とができるので、有機合成反応を自動的に行う装置において、好適に使 用することができる。これにより、有機合成反応を自動的に行う装置の 完全自動化を図ることができる。 また、本発明の反応容器によれば、第1および第2の試薬を反応させる場合には、第1の試薬が上記容器部に予め入れられる。そして、上記容器部内に第2の試薬が注入管を通して注入される。このとき、上記第2の試薬は、上記注入管の内管内部を通る。反応時に、容器部内で発生する蒸発成分は、上記注入管の内管内部を通って外へ逃げようとするが、この蒸発成分は内管と外管との間を流れる冷却媒体(例えば、水)によって冷却され、液化されて容器部内に戻される。また、上記容器を開放圧下に大気と遮断してシールするために、不活性気体(例えば、窒素)が注入管上部の管壁に設けられた気体流入口より流入され、該気体は内10 管上部を流通、充満しつつ、注入管の内管の上部口より放出される。

尚、上記第1および第2の試薬は、必ずしもそれぞれ単独の化合物を 意味するものではなく、場合によっては2種類以上の化合物が混合され ていることもある。また、第1および第2の試薬はそれぞれ反応溶媒に 混合されていてもよいし、予め反応溶媒が容器部内に入れられているこ 15 ともある。

これにより、容器部に対して別々に設けられていた試薬注入部、冷却部およびシール部を一つの部材にまとめることができ、反応容器をコンパクトにすることができると共に、容器の組み立てが容易な反応容器を得ることができる。

20 このように、反応容器の組み立ての際に、従来のような煩雑さがなくなれば、この反応容器は反応実験を自動で行う装置(合成実験自動化システム)に好適に用いられる。

5

15

請求の範囲

1. 複数の反応容器を収納する反応容器ラックと、反応容器内に試薬・溶媒を注入する分注装置と、試薬・溶媒が注入された複数の反応容器を収納可能な反応部を複数有し、それぞれの反応部では異なる実験条件の合成反応の設定が可能な反応装置とを含む反応システムと、

上記反応容器ラックから反応容器を取り出して、該反応容器を上記分 注装置の分注位置に搬送すると共に、試薬・溶媒の注入された反応容器 を上記反応装置の反応部の所定位置に搬送するロボットと、

- 10 上記ロボットの反応容器の搬送載置動作および上記反応システム内の 各装置の動作を、各合成反応の実験条件に基づいて制御するコンピュー タとからなることを特徴とする合成実験自動化システム。
 - 2. 上記反応装置の各反応部には、それぞれ異なる温度設定が可能な温度調整手段が設けられ、上記温度調整手段の温度調整動作は、上記コンピュータにより制御されていることを特徴とするクレーム1記載の合成実験自動化システム。
 - 3. 上記反応システムは、さらに、上記反応装置で合成反応終了直後の反応容器を、上記実験条件に基づいて設定された条件で振とうする振とう装置と、
- 20 上記振とう装置で振とうされた反応容器内の反応溶液から指定された 溶液を分液する分液処理装置とを含むことを特徴とするクレーム1記載 の合成実験自動化システム。
 - 4. 上記振とう装置は、反応容器を振とうする容器振とう部と、振とう時の液漏れを防止すると共に、振とう時に発生するガスを排出するガス

抜き機構を有する蓋部と、該蓋部の反応容器側面部を洗浄する洗浄部と を備えていることを特徴とするクレーム3記載の合成実験自動化システム。

- 5. 上記分液処理装置は、分層された反応液の界面を、それぞれの層の 電気伝導度の差により検出する検出器を備え、この検出信号に基づいて 分液することを特徴とするクレーム3記載の合成実験自動化システム。 6. 上記分液処理装置は、上記検出器の検出結果に基づいて、反応溶液
 - 6. 上記分液処理装置は、上記検出器の検出結果に基づいて、反応溶液から分層された溶液の一方を抽出する抽出手段を備えていることを特徴とするクレーム5に記載の合成実験自動化システム。
- 10 7. 上記分液処理装置は、

層分離された相溶しない 2 種類の溶液からなる溶液相を画像として読 み取る読取手段と、

読み取った画像から上記溶液相の液面位置および界面位置を検出する 位置検出手段と、

- 15 上記検出手段による検出結果に基づいて上下層の各溶液の量を求め、 上下層の各溶液のいずれか一方または両方を抜き取る溶液抜取手段とを 備えていることを特徴とするクレーム3に記載の合成実験自動化システム。
 - 8. 上記位置検出手段は、

上記読取手段により読み取られた画像に示される液面位置および界面 位置を、上記画像パターン登録部に登録された画像パターンの中から近 似して、この近似した値に基づいて求める位置算出部とで構成されていることを特徴とするクレーム 7 に記載の合成実験自動化システム。

9. 上記層分離された相溶しない2種類の溶液からなる溶液相が透明な容器に収納されると共に、上記溶液相の液面および界面と交差する均一な幅のテープが該容器の高さ方向に設けられ、

上記読取手段は、上記テープを容器背面側に配置した状態で、該容器 の溶液相を画像として読み取ることを特徴とするクレーム 7 に記載の合 成実験自動化システム。

- 10. 上記ロボットは、拡張可能なレール上を走行することを特徴とす 10 るクレーム 1 に記載の合成実験自動化システム。
 - 11. 上記コンピュータは、上記反応システムで実行される合成反応手順を、各合成反応の実験条件毎に設定することを特徴とするクレーム1に記載の合成実験自動化システム。
 - 12. 上記反応容器は、
- 15 第1の試薬を予め貯蔵する容器部と、該容器部に第2の試薬を注入する注入管とで構成され、

上記注入管が、

第2の試薬注入のための内管と、この内管の管壁外側を覆う外管とを 有し、該外管に冷却媒体を通して、内管内を通る蒸発成分を冷却する冷 20 却部と、

上記内管の上部口から第2の試薬を注入し、下部口から該第2の試薬 を容器部に注入する試薬注入部と、

上記内管上部の管壁より枝分かれされた気体流入口より気体を流入するシール部とを備えていることを特徴とするクレーム1に記載の合成実

8 5

験自動化システム。

13. 層分離された相溶しない2種類の溶液からなる溶液相を画像として読み取る読取手段と、

読み取った画像から上記溶液相の液面位置および界面位置を検出する 5 位置検出手段と、

上記検出手段による検出結果に基づいて上下層の各溶液の量を求め、 上下層の各溶液のいずれか一方または両方を抜き取る溶液抜取手段とを 備えたことを特徴とする分液処理装置。

14. 層分離された相溶しない2種類の溶液からなる溶液相を画像とし 10 て読み取る読取手段と、

読み取った画像から上記溶液相の液面位置および界面位置を検出する 位置検出手段とを備えたことを特徴とする液面・界面位置検出装置。

15. 上記位置検出手段は、

層分離された相溶しない2種類の溶液からなる溶液相の液面位置およ 15 び界面位置を表す画像パターンを複数種類登録する画像パターン登録部 と、

上記読取手段により読み取られた画像に示される液面位置および界面 位置を、上記画像パターン登録部に登録された画像パターンの中から近 似して、この近似した値に基づいて求める位置算出部とで構成されてい 20 ることを特徴とするクレーム 1 4 に記載の液面・界面位置検出装置。

16. 上記層分離された相溶しない2種類の溶液からなる溶液相が透明な容器に収納されると共に、上記溶液相の液面および界面と交差する均一な幅のテープが該容器の高さ方向に設けられ、

上記読取手段は、上記テープを容器背面側に配置した状態で、該容器

の溶液相を画像として読み取ることを特徴とするクレーム 1 4 に記載の 液面・界面位置検出装置。

17. 第1および第2の試薬を反応させる反応容器において、

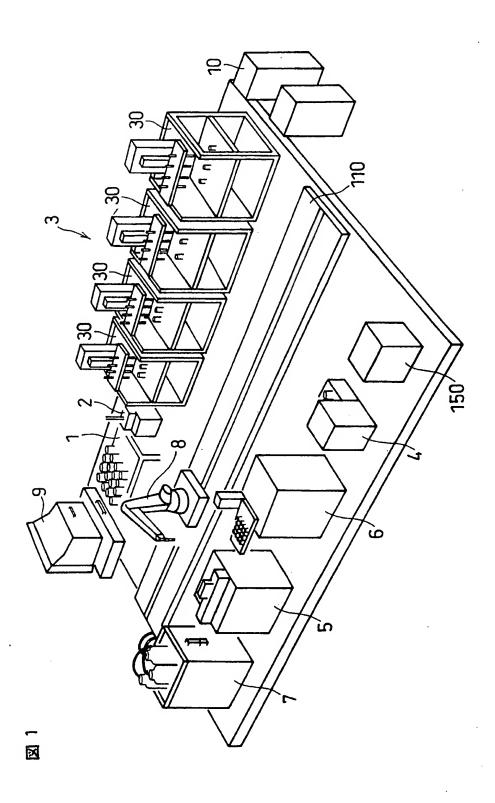
上記反応容器が、第1の試薬を予め貯蔵する容器部と、該容器部に第 2の試薬を注入する注入管とからなり、

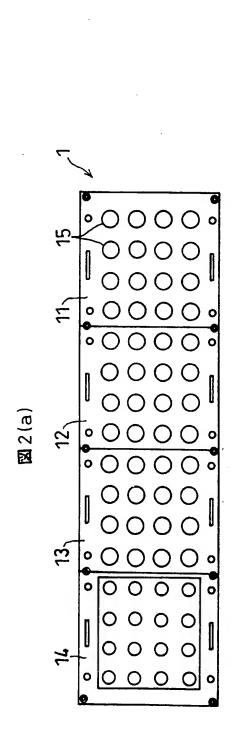
上記注入管が、

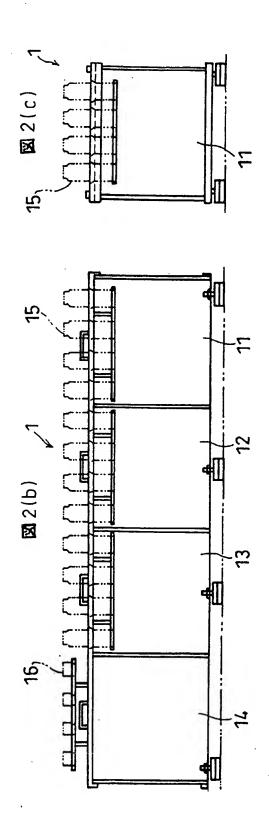
第2の試薬注入のための内管と、この内管の管壁外側を覆う外管とを 有し、該外管に冷却媒体を通して、内管内を通る蒸発成分を冷却する冷 却部と、

10 上記内管の上部口から第2の試薬を注入し、下部口から該第2の試薬を容器部に注入する試薬注入部と、

上記内管上部の管壁より枝分かれされた気体流入口より気体を流入するシール部とを備えていることを特徴とする反応容器。







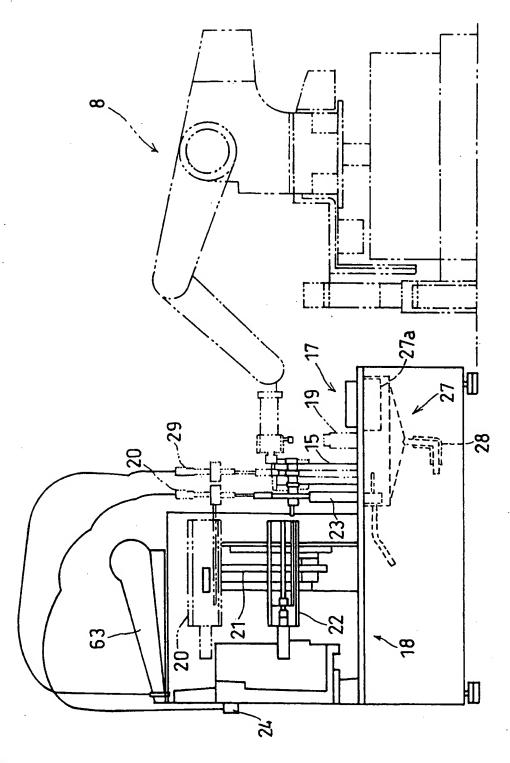
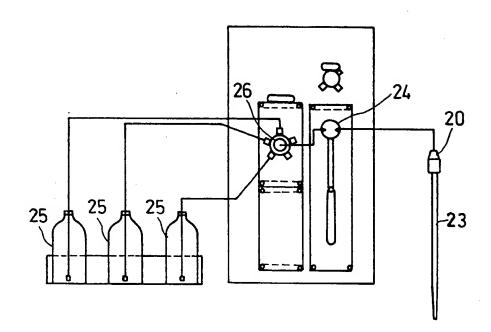
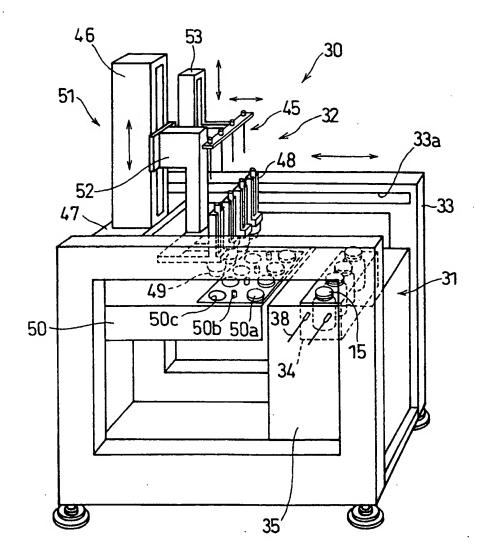


图3

図4



3 5



2 6

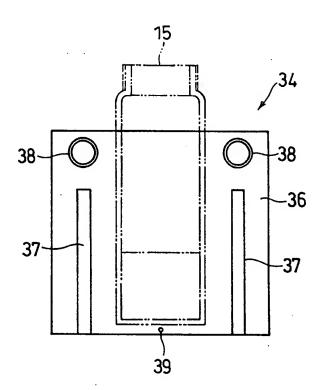


図7

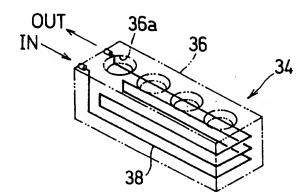
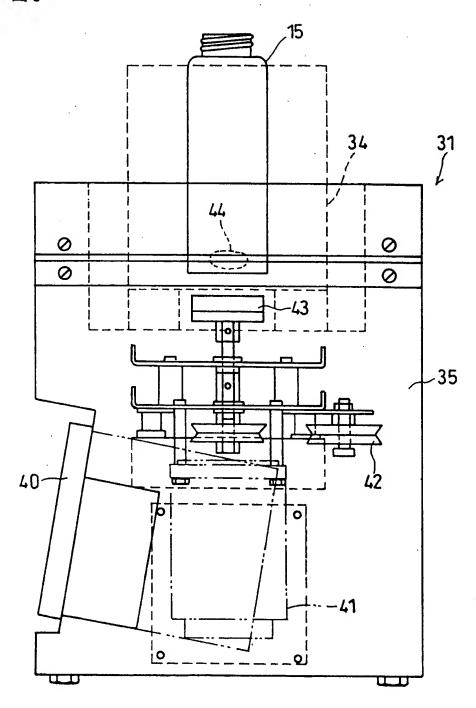
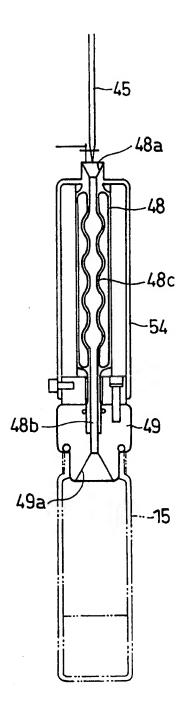


图 8



2 9



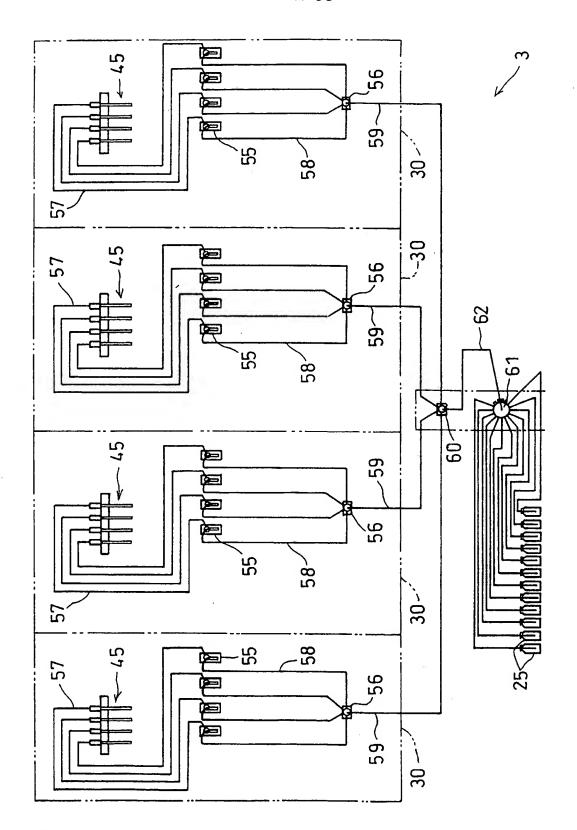


図11

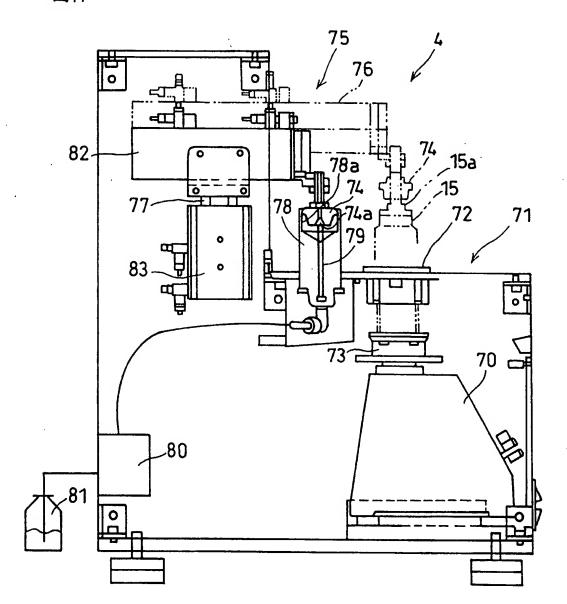
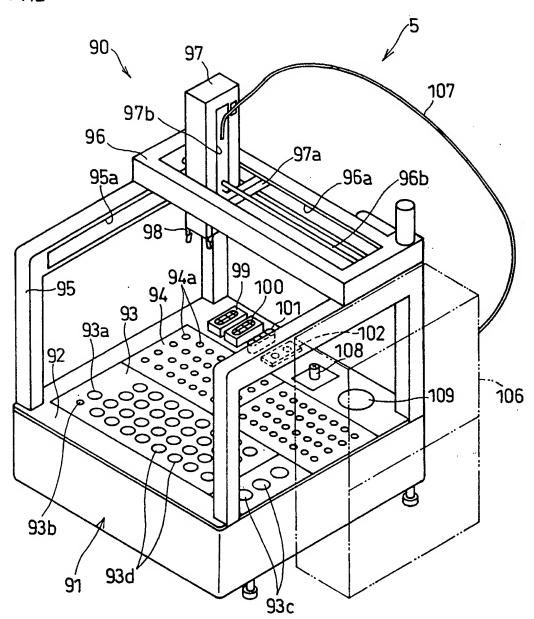
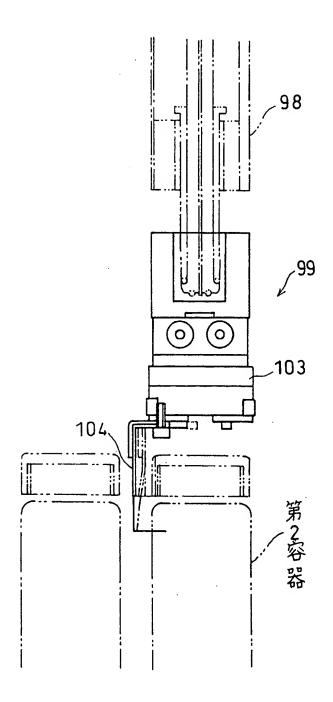


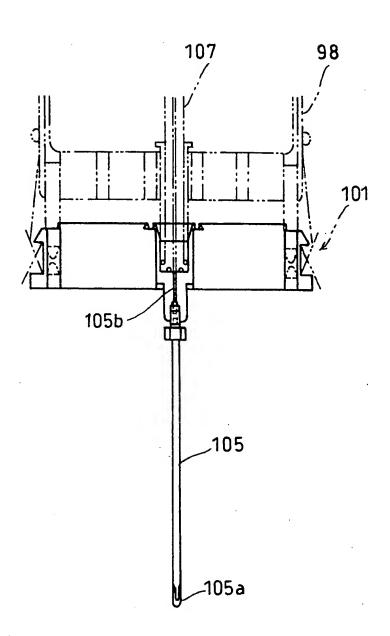
図12



13



X14



15/39

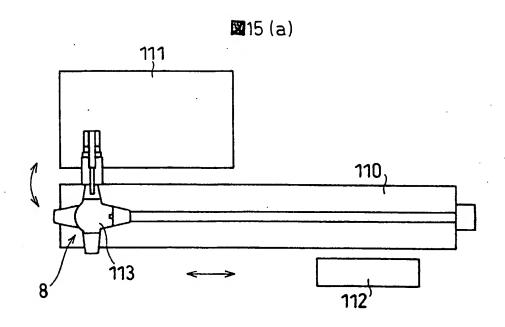
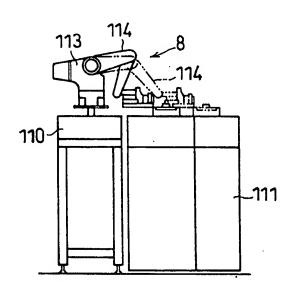


図15(b)



16/39



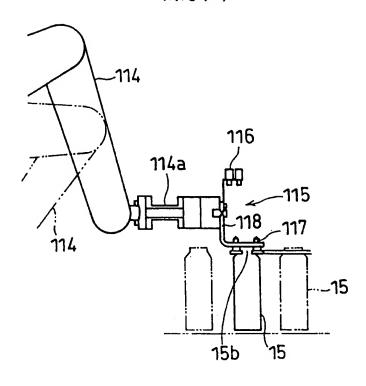
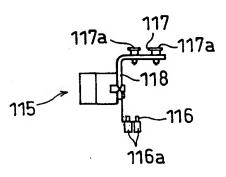
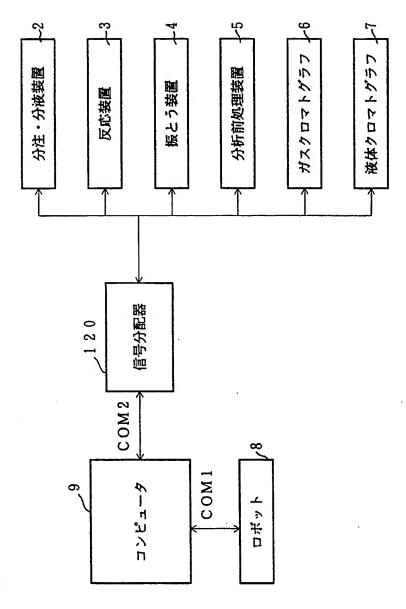
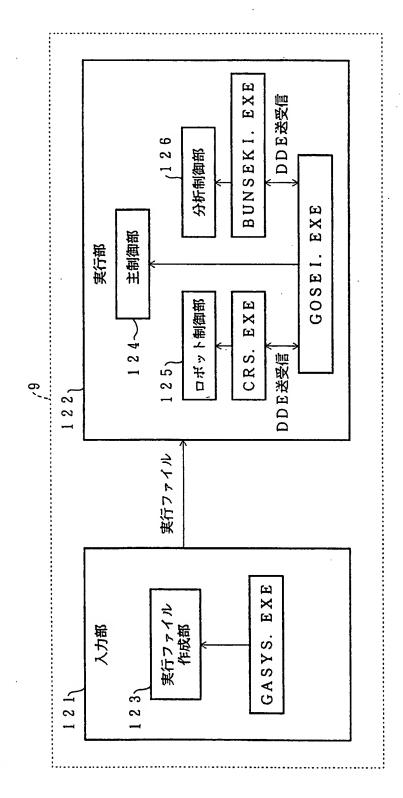


図16(b)





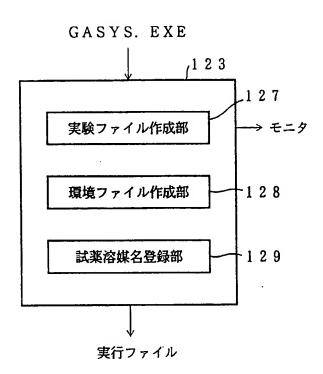
M17



図

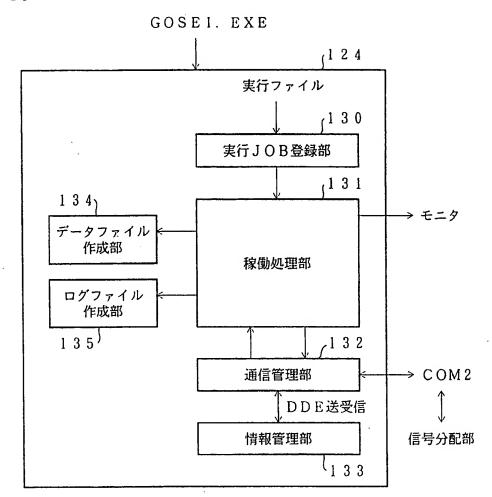
19/39

図19



20/39

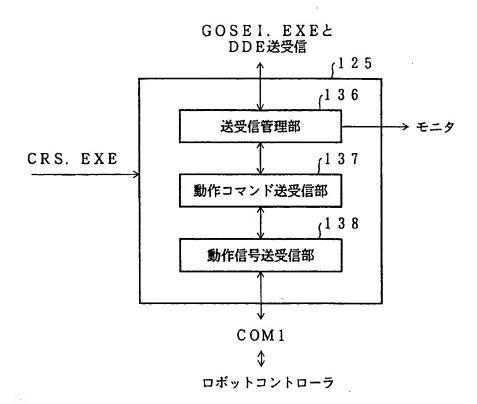
20



WO 98/18549 PCT/JP97/03902

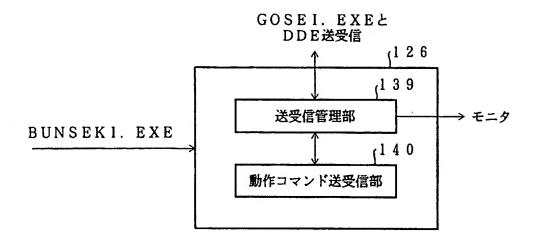
21/39

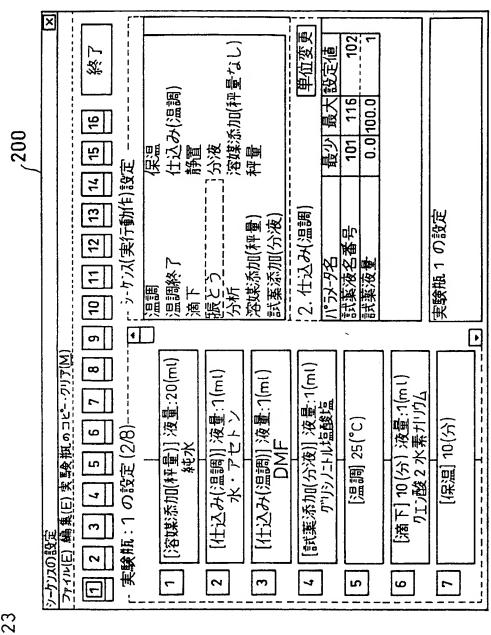
図 21



22/39

図22



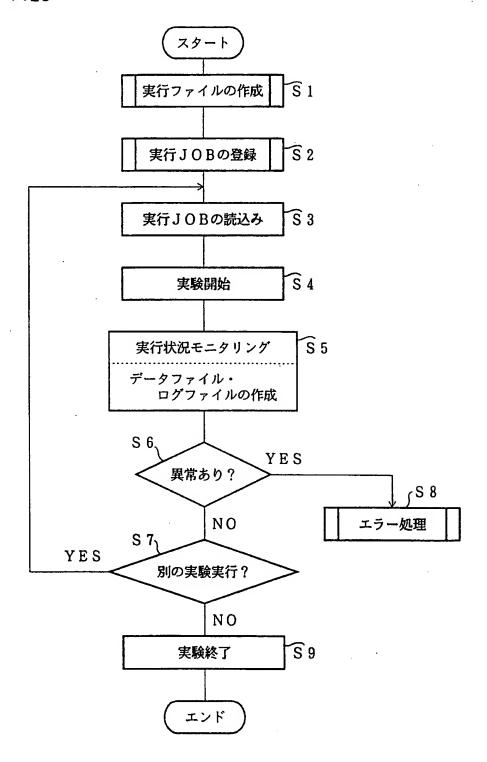


区 23

	EXIT	。 	(表示項目説明 → 表示部を ワリワク)				
201	の抗児表示	100 120 140 160 180	JOB番号 (表示項目説	(世界容器位置)	【二】 保温残り時間 【二二】	[] 外温の現在温度(°C)	
24	口 温朗ユニット使用状況 1996.02.02 13:33 現在の状況表示	(油網 0 20 40 60	表示温調番号 [] JU	温調75-97	(1,℃ラメ-タの設定温度(℃)	外温調整設定温度(°C)	

团

図 25



26/39

図26

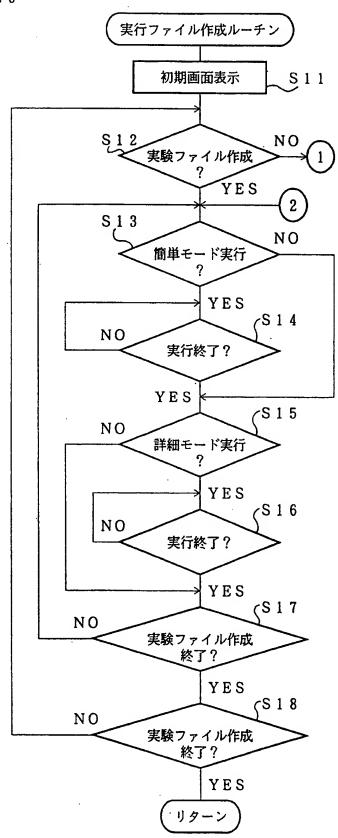
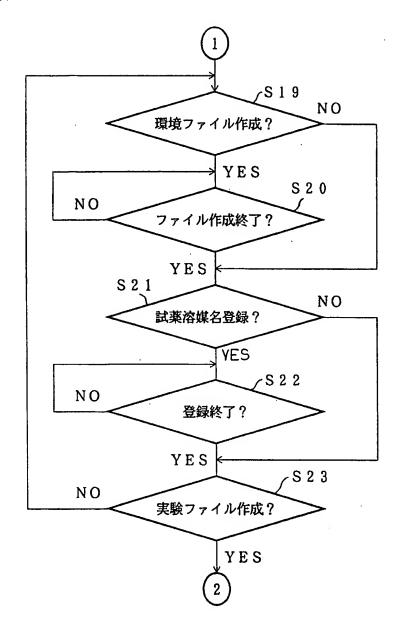
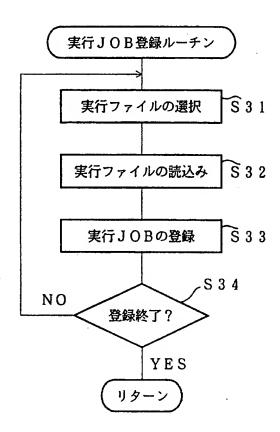
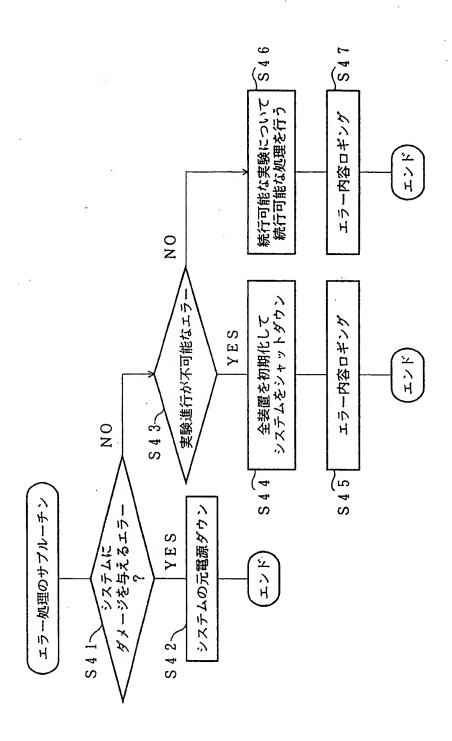


図 27



28





2 29

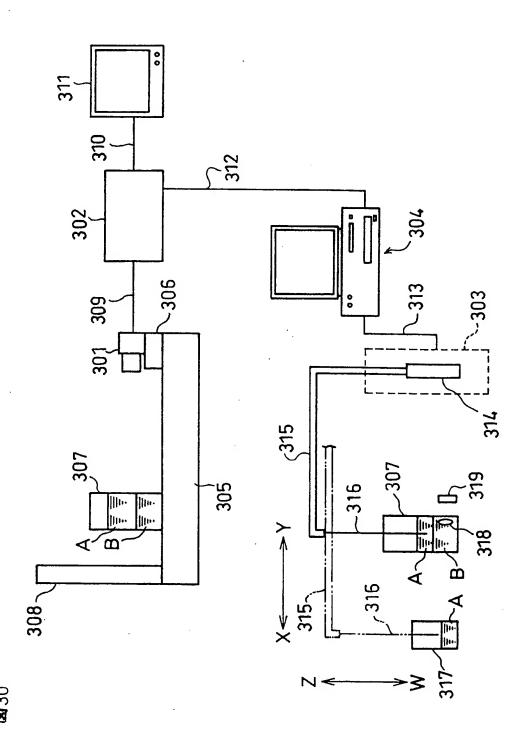
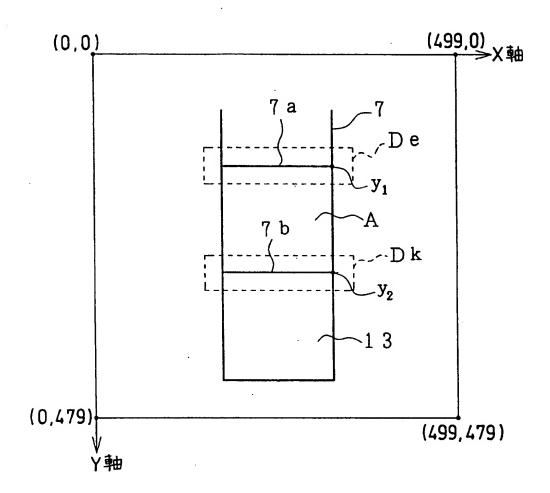
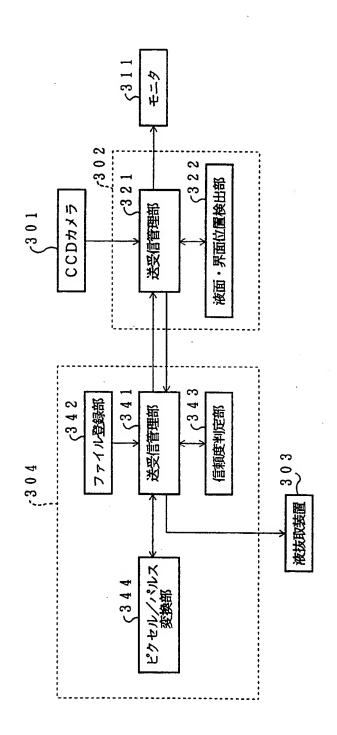
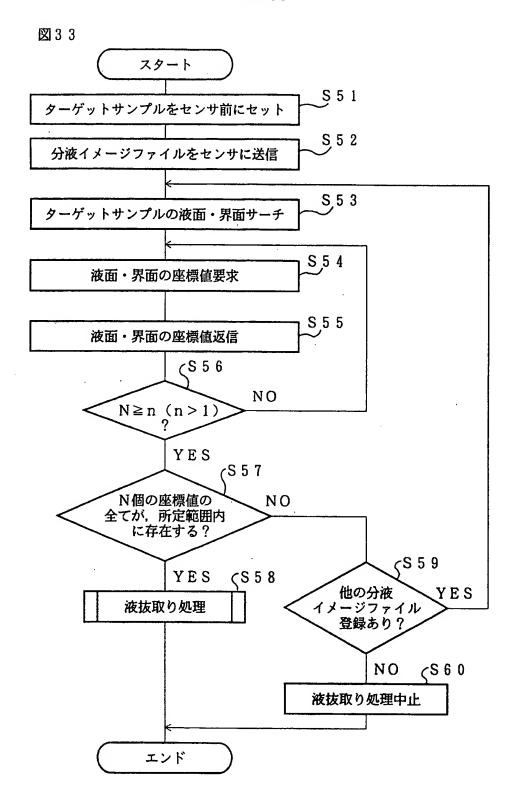


図31



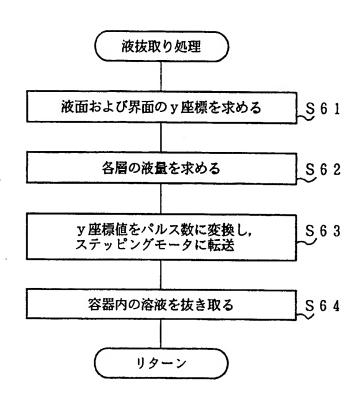


X 3 2



34/39

図34



35

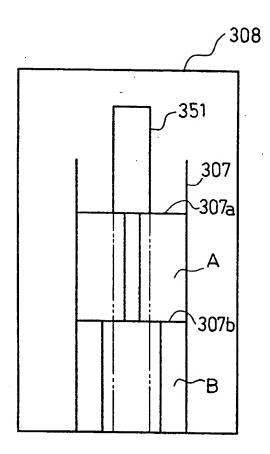


図36

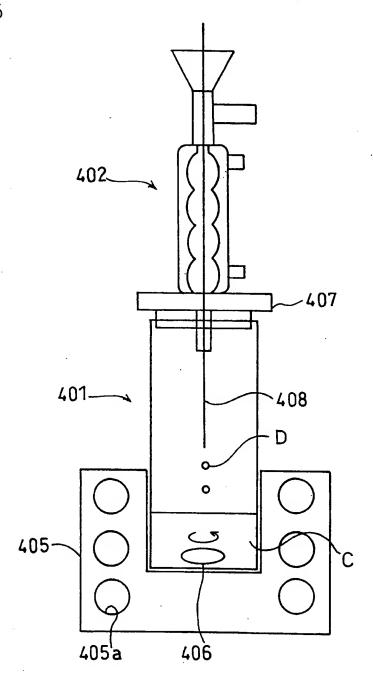
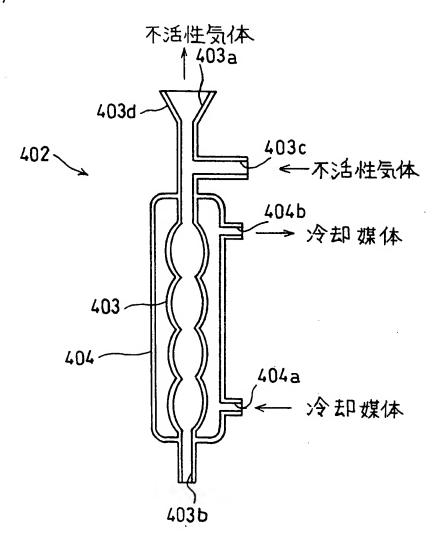
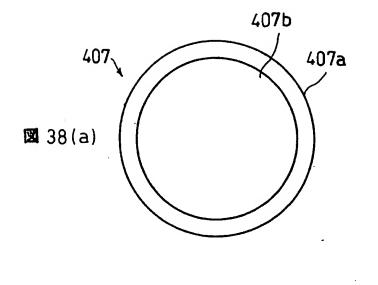
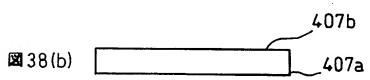


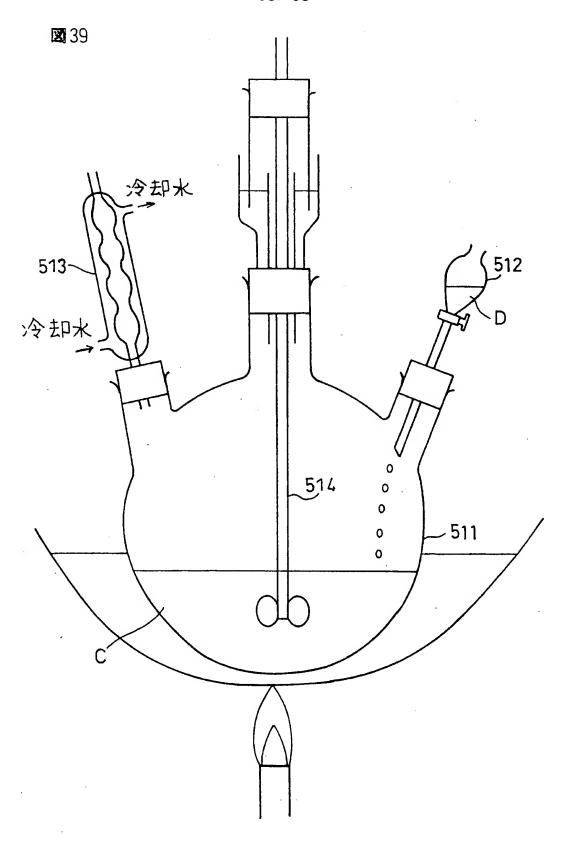
図 37







-39/39



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP97/03902

A. CLA	ASSIFICATION OF SUBJECT MATTER				
Int	. C16 B01J19/00, B01L5/00,	G01F23/28, G01N35/00			
According	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
B. FIEI	LDS SEARCHED				
1	ocumentation searched (classification system followed b	• •			
Int	Int. C1 ⁶ B01J19/00, B01L5/00, G01F23/28, G01N35/00				
Kok	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926 - 1996 Jitsuyo Shinan Toroku Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971 - 1997 Koho 1996 - 1997 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994 - 1997				
	ata base consulted during the international search (name		terms used)		
		_			
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where a		Relevant to claim No.		
	JP, 5-192563, A (Takeda Ch	emical Industries,			
	August 3, 1993 (03. 08. 93				
A	& EP, 510487, A & CA, 2066 & TW, 263447, A	361, A	1 - 17		
	a 1W, 203447, A				
	JP, 6-94728, A (Shimadzu C				
A	April 8, 1994 (08. 04. 94) Par. No. (0003); Fig 1 (Fa		1		
		-	_		
	JP, 8-29432, A (Shimadzu C February 2, 1996 (02. 02.				
A	Claim 1 (Family: none)	<i>30),</i>	1		
	TD 4 204150 2 (Nichtary Co.	T 6.3. \			
	JP, 4-204159, A (Nittec Co July 24, 1992 (24. 07. 92)	., Lta.),			
A	Page 2, upper left column,	line 19 to upper	3, 4		
	right column, line 3, lower 6 to 15 (Family: none)	r right column, lines			
	o co is (ramily: none)		:		
X Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
"A" docume	 Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "B later document published after the international filing date or priori date and not in conflict with the application but cited to understant the principle or theory underlying the invention 				
"E" carlier d	document but published on or after the international filing date	"X" document of particular relevance; the	claimed invention cannot be		
cited to	"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other				
	special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed in considered to involve an inventive step when				
"P" docume	haing abrilant to a name abillad to the and				
Date of the	Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report				
January 28, 1998 (28. 01. 98) February 10, 1998 (10. 02. 98)					
Name and m	pailing address of the ISA/	Authorized officer			
Japa	Japanese Patent Office				
l	Facsimile No. Telephone No.				
Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)					

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP97/03902

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	7-9, 13-16	
A	JP, 6-221895, A (Boehringer Mannheim GmbH.), August 12, 1994 (12. 08. 94) (Family: none)		
A	JP, 54-102158, A (NKK Corp.), August 11, 1979 (11. 08. 79), Page 2, upper right column, lines 7 to 16 (Family: none)		
	·		
:			
		•	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP97/03902

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)	
This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:	
1. Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:	
2. Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to sur an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:	e h
3. Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4	(a).
Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)	
This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows: Claims 1 - 12 relate to a synthesis experiment automating	
system, claim 13 to a liquid separating treating apparatus, clair	ns
14 - 16 to a liquid level/interface position detecting device, ar	na
claim 17 to a reaction vessel.	
	- 1
	- 1
1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.	
2. X As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.	
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:	
4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:	
Remark on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.	
No protest accompanied the payment of additional search fees.	l

国際出願番号 PCT/JP97/03902

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl B01J19/00, B01L5/00, G01F23/28, G01N35/00 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl B01J19/00, B01L5/00, G01F23/28, G01N35/00 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-1997年 日本国登録実用新案公報 1994-1997年 日本国実用新案登録公報 1996-1997年 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) 関連すると認められる文献 引用文献の 関連する カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 JP, 5-192563, A (武田薬品工業株式会社) 3. 8月. 93 (03. 08. 93). &EP, 510487, A&CA, 2066361, A&TW, 263447, A Α 1~17 JP, 6-94728, A(株式会社島津製作所) 8.4月.94(08.04.94) 段落【0003】、図1(ファミリーなし) Α JP, 8-29432, A (株式会社島津製作所外1名) 2.2月.96 (02.02.96) 請求項1 (ファミリーなし) □ パテントファミリーに関する別紙を参照。 |x| C欄の続きにも文献が列挙されている。 * 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって もの て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたも 論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 28.01.98 10.02.98 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 2 J 9224 日本国特許庁(ISA/JP) 門田 宏 郵便番号100 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3251

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP, 4-204159, A (株式会社ニツテク) 24.7月.92(24.07.92) 第2頁左上欄第19行~第2頁右上欄第3行,第2頁右下欄第6行 ~15行(ファミリーなし)	3, 4
A	JP, 6-221895, A (ベーリンガー・マンハイム・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング) 12.8月.1994 (12.08.94) (ファミリーなし)	7~9, 13~16
A	JP, 54-102158, A (日本鋼管株式会社) 11. 8月. 1979 (11. 08. 79) 第2頁右上欄第7~16行目 (ファミリーなし)	7~9, 13~16
į		

第[欄	請求の範囲の一部の調査ができないときの意見(第1ページの1の続き)
法第83 成しなか	k第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作いった。
1.	請求の範囲は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。 つまり、
2. 🗌	請求の範囲は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
з. 🗌	請求の範囲は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に 従って記載されていない。
第Ⅱ欄	発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの2の続き)
次に述	べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
液処	
	出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求 の範囲について作成した。
	追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追 加調査手数料の納付を求めなかった。
3. 🗌	出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
	·
4. 🗌	出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。
追加調査	手数料の異議の申立てに関する注意 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
	追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。